# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-117512

(43) Date of publication of application: 02.05.1990

(51)Int.CI.

B65G 43/08 B23Q 41/00 B65G 43/10

B65G 47/91 H01L 21/68

(21)Application number: 63-263903

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

21.10.1988

(72)Inventor: SHIMOSHA SADAO

IWASAKI TAKEMASA KAWAMICHI HIROYUKI HAMADA TOYOHIDE IKEDA MINORU KIKUCHI HIROSHI

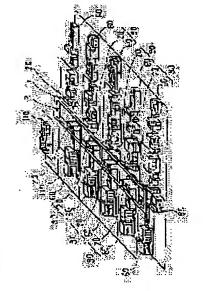
MATSUMOTO YOSHIO NAGATOMO HIROTO NAKAGAWA KIYOSHI KAWANABE TAKAO HANAJIMA SHUICHI

(54) CONVEYING METHOD OF VARIOUS KIND OF WORKPIECES AND DEVICE THEREFOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the control of the flow of various kind workpieces in the title device in a semiconductor manufacturing system by conveying workpieces of various kinds by means of a carriage between each of processing devices and allowing a delivering unit to recognize desired workpieces and to deliver them to the carriage.

CONSTITUTION: A track-like conveyance rail 1 is arranged to a central ceiling for allowing a carriage 2 to run between process means 60. A wafer delivering unit 20 with cleaning device is arranged in front of each processing device 60 to perform delivering work of wafers between the processing device and the carriage 2. A basic unit equipment module 90 is composed of this processing device 60 and wafer delivering unit 20. In this constitution, the carriage 2 conveys wafers between a loading and unloading device 80 and each delivering unit 20, which recognizes desired wafers and perform delivering. This constitution improves the controlability of wafers of various kinds.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-117512

Spint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)5月2日

B 65 G 43/08 B 23 Q 41/00 B 65 G 43/10 C 7637-3F A 7528-3C 7637-3F \*\*

審査請求 未請求 請求項の数 27 (全39頁)

#### **9発明の名称** 多品種搬送方法及び装置

**釰特 顧 昭63-263903** 

②出 願 昭63(1988)10月21日

何 発明 者 貞 夫 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 下 社 所生産技術研究所内 明 岩 @発 老 崹 武 正 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内 @発 明 老 Ж þ 之 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 路 所生産技術研究所内 @発 明 者 浜 H 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内 の出 随 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

明 細 書

発明の名称
 多品種搬送方法及び装置

#### 2. 特許請求の範囲

- 1・複数の程類のワークを処理する複数の処理手段と、複数の種類のワークを拠理する複数の処理手段と、前記搬送手段と前記処理手段間でワークを授受する移転手段より成り、前記搬送手段が、前記複数の処理手段間で多種類のワークを向時に搬送し、前記移戦手段の所定の位置に停止し、前記移戦手段が、前記搬送手段との間で所望の種類のワークを認識して授受するととを特徴とする多品種搬送方法。
- 2 ・多種類のワークを同時に搭載して複数の処理 手段間を走行し、該処理手段に対応づけて設け たワークの移戦手段の所定の位置に停止する搬 送手段と、前記搬送手段との間で所望の種類の ワークを認識して授受する移戦手段と、により 構成されるととを特徴とする多品種搬送装置。
- 3. 複数の種類のワークを処理する処理手段の間

4 ・ 多品種のワークを同時に搬送する散送システムにおいて、ワークを処理する処理手段とと、処理手段間で、ワークの進行順序、及び進行する保管手段と、機送手段と、搬送手段は、保管手段間、保管手段間、保管手段間の移動を行う移動手段と、移動元とを示された移動指示に基づいて移動先とを示された移動指示に基づいてきせたワークの物理的位置を確認するトランキグ手段を有することを特徴とする多品種搬送を確い。

- 5. 多品種のワークを同時に生産する生産システムにおいて、ワークを処理する処理手段に複数 種のワークを投入する移動手段と、移動手段と 複数種のワークを他の移動手段から供給すると 送手段とにより、ある種のワークを処理することを を担示された処理手段が指示に従い多種を フークを処理することを特徴とする多品種搬送 方法。
- 6. 撤送手段として、多種類のワークをその種類とは関係なく搭載し、搭載しているワークの種類を記憶する搬送手段を用いることを特徴とする請求項2ないし4いずれかに記載の多品種撤決装置。
- 7. 搬送手段として、ワークを搭載した搭載手段が開ループの軌道上を走行する搬送手段を用いることを特徴とする請求項2ないし4いずれかに記載の多品種搬送装置。
- 8. 搬送手段として、天井に設けられた格子状の 軌道に沿つて走行するワークの搭載手段とによ り構成された搬送手段を用いることを特象とす
- 13. ワークの授受方法が異なる処理手段を備えた 生産システムにおいて、特定の撤送手段と個々 の処理手段との間でワークを受け渡す移収手段 を用いたことを特徴とする請求項 2 ないし 4 い すれかに記載の多品種搬送報酬。
- 14. 全での処理手段に設けられた移取手段において、ワークを保管する機能を設けてワークの進行順序及び進行速度を制御することを特徴とする請求項 2 ないし 4 いずれかに記載の多品種搬送装置。
- 15. 搬送手段において、ワークを保持して清浄な 雰囲気で密閉し、かつ移敏手段において、ワー クの接触する空間に対して清浄な雰囲気を常に 供給することにより清浄な雰囲気を最小におさ えることを特徴とする請求項2ないし4いずれ かに記載の多品種搬送装置。
- 16. ワークをその治具に収納して搬送する生産システムにおいて、移戦手段がワークを治具に収納したまま、処理手段に受け渡すことを特徴とする請求項2ないし4いずれかに記載の多品種

- る請求項2ないし4いずれかに記載の多品種搬送装置。
- 9. 撤送手段として、必要に応じて特定の軌道外で搬送作業を行う撤送手段を設けたことを特徴とする開求項2ないし4いずれかに記載の多品種撤送装載。
- 10. 撤送手段に、ワークを保管する機能を設けて ワークの進行順序及び進行速度を制御すること を特徴とする請求項 2 ないし 4 いずれかに記載 の多品種嵌送装置。
- 11. 搬送手段において、ワークを搭載している搭載手段が、搭載しているワークにより、走行する軌道を任意に選択する搬送手段を用いることを特徴とする請求項2ないしょいずれかに記録の多品機搬送装置。
- 12. ワークを搭載して閉ループの軌道上を走行する機送手段において、ワークを保管する機能とワークを移散する機能を備えた搬送手段を用いることを特徴とする請求項7 記載の多品種搬送 装置。

#### 搬送袋置io

- 17. 移載手段において、複数のワークを同時に授 受することを特徴とする請求項 2 ないし 4 いず れかに記載の多品組搬送方法。
- 18. トラッキング手段において、個々のワークに ワークの識別コードを記載し、その識別コード で個々のワークを認識することを特徴とする謂 水項 5 または 4 記載の多品種搬送装置。
- 19. トラッキング手段において、処理手段、鍛送手段、及び投受手段による個々のトラッキングを総合することによりワークのトラッキングを行うことを特徴とする諸求項 5 または 4 記載の多品種搬送装置。
- 20. トラッキング手段において、ワークの通過するある地点でワークがその地点を通過したことを示す戦別コードをワークに記載し、それを職別することにより、ワークのトラッキングを行うことを特徴とする請求項 5 または 4 記載の多品徴搬送方法。
- 21. 複数の種類のウェハを処理する複数の処理装

図と、クエハを似せ、トラック状の設送レールで処理の切問を協送する設送などでならない。 対記処理模型間で、クエハの移びを行なう移び 模型と、クエハを1枚づつ品組グループ、工程 でとに一時保管する保管棚と、クエハのクエハ すンパーを認別する説別装置とを有し、かつまい か記を破せてクエハ投受のためのユニット 最近に対応してクエハ投受のためのユニット などとを特徴としたことを特徴とする多品組設送

- 22. 前配ウェハ授受のためのユニットは、異なる 処理接触間で数一された共通インタフェースユニットとして構成されることを特徴とする如来 項21記載の多品種級送袋館。
- 23. 前記ウェハ授受のためのユニットは、前記総送など前記処理袋団との間でウェハを受け破す時にウェハに接する努囲気を他の雰囲気と分離し、高い宿浄度を保つように群成されることを特徴とする証水項21記録の多品複数送袋母。
- 24. 前記保管棚に対応して品粒別の工程順序と処理条件を記憶する手段と、複数の保管棚を接続

する通伯ネットワークと、各処理装配の銀份状態と仕掛り企及び処理の終用したウェハ酸、並びに次工程の状態を前記配位手段と通信ネットワークにより把超し、各保管線で処理すべきウェハを決定する制御を行う制御手段とを有する 的來項21 記憶の多品粒級送業位。

- 25. 前記移改装位は、前記敬送序と保管部との間でクエハを移伐する手段と、前記保管部と処理・装位との間でクエハを移及する手段とを育することを特徴とする前求項21記改の多品監役送装
- 26. クエハを投入し、投入されたウェハを設送車 によつて最初の工程に対応した処理装置の所ま で設送して保管棚に一時保管し、ウェハの処理 装置からの投入要求により処理装置に投入して 処理し、処理終了後、品割等のデータを持つた ウェハナンパーを設別装置で設別して保管棚に 一時保管し、しかる後、設送草によつて保管と、 一連の処理が終了したかチェックし、終了でな い場合、大の工程に設送し、一連の処理が終了

するまで娘り返し、終了すると遊出することを 特徴とする多品型搬送方法。

27. ある半羽体製造装置から他の半導体製造装置 へ、1枚または複数枚のウェハを放送する時に、 ウェハを保持するための機構を持つたウェハ保 持装置と、該ウエハ保持装置をカセツト授受装 置から受け取り、1個または複数個のカセット を鍛送して、目的のカセット授受装置へ引き旋 ず恩能を持つた搬送車と、該級送草より引き破 される前記ウェハ保持装置を受け取り、鼓保持 装置に収納されているウェハをクリーンポック ス内から取り出したり、クリーンポックス内か ら前記保持装置にウェハを納めることができる 状態にし、また、前配盥送車に搬送用のカセツ トを引き彼すカセット授受装置と、前記保持装 聞とウエハ保管棚との間でウェハを移成する第 1のウェハ移収装配と、半導体製造装配毎に散 けられ、ウェハを1枚ずつ保管し、保管する場 所を記憶して、かつ、任意の保管切から取り出 せるウェハ保管棚と、各々の半導体製造装置の

カセット装垻位置とその向きに対応して、ウェ ハをウェハ保管棚と半導体製造装成の間で移放 する半辺体製造装成別の第2のウェハ移取装位 と、前配殻送車と半導体製造装置との間でウェ ハを受け彼す時にウェハに扱する雰囲気を他の **界出気と分離し、高い符浄度を保つため、ウェ** への受け渡しに関する委鼠を、盥送車がウェハ を受け渡しできる根料を仰えた仕切りで、雰囲 気を追断し、上面に送風用のファンと除題用の スイルタを備えたクリーンポツクスと、ウエハ に記録された段別コードを配み取る装配と、り エハ保管棚に品租別の工程フローと処理条件を 記憶させ、全てのウェへ保管棚を収載ネットワ - クで接続し、当該装匠の稼働状態と仕掛り量、 - 及び処理の終了したウエハ飲、また次にウエハ を処理する半辺体製造装置の段勁状態と仕掛り 位を基に、当該保管棚で処理するウェハを決定 する制御毎駐とを具備することを特徴とする多 品粒数送システム。

5. 発明の詳細な説明

#### ( 庭袋上の利用分野 )

本発明は、半導体等の製造システムに係り、特に、フレキシブルな多品型生産ラインに好益な観送システムを受現するための、超送数個科成、処理接近科成及びこれらのコントロールにより、被加工物の流れをコントロールする多品和超送方法及び接近に関する。

### 〔従来の技術〕

従来、半導体製造工机の製造ラインは特別昭 56-19635号公報等に見られるように、ウェニを担害に見られるように、ウェニを担害しための処理を置いるなが存なない。 を処理、投送及び保管するための処理を置いるが存なない。 と付替としない。 と付替としない。 と付替度を必要としない。 とかか、これらを効率的に配置するため、 中央過路の左右に作業エリアと保全エリアと のため、これらを効率的に配置するため、 中央過路の左右に作業エリアと保全エリアと に対けたべイ方式と呼ばれるお泣をとつていい。 として処理接置の配置は、このベイ方式においる として処理接置の配置は、このベイ方式におりる ファブ方式であつた。

また、弘过式の鍛送事としては例えば、特開昭 62-185356 号公報に見られるように、カセットを数個徴せて鍛送するものがあつた。

また、クリーン化に関しては、一般には付替股係やユーティリティ関係を放在している保全エリアと処理接近の設定している作祭エリアを中央及路の左右にそれぞれ交互に設けている。さらには、処理装定を自由にレイアクトで含るように、付荷

また、ウエへの放送は、例えば、特開昭63-29923号公報に見られるようにウエハをカセブ ト(キャリアと称することもある)に入れ、その カセットをカセットケースに収納して行つていた。 そして、ペイ方式では、処理装置間でのウェハ の扱送は、ペイ内設送とペイ間投送とにより成り。 立ち、その扱統点であるペイの出入口にカセット を収納するストッカを設けていた。つまり、ペイ 内扱送は、ペイの入口に設けられたカセットのス トッカから処理装配にカセットを設送するもので あり、ペイ間殻送は各ペイのストツカから他のペ イのストンカヘカセットを設送するものである。 そのため、一般に処理接近から処理装置へのウェ ハの散送はペイ内の設送車→ストッカ→ペイ間の 松送車→ストッカ→ペイ内の設送車というような 経路で行われていた。

そして、紅味道の設送車としては、AGV(オートマテインク・ガイディド・ピイークル Automatic Guided Vehicle) と呼ばれる設送草があり、欲カセントを選供して低速で設送していた。

股仰とユーティリティを1階に、処理装置を2階に設置した例もある。また、もう一つの曲向としては特別昭60-145625号公報に開示されているような部分的なクリーンルーム化をはかつた方式が提案されている。これは、クリーンエリアを数小におさえるため、処理装置にウェハを投入する時は、予め処理装置に設けられたインターフェースにカセットの入つたポックスをセットすることにより行われる。このようにすることによりウェハは雰囲気を外と駆断してクリーンな状態で受け載される。

[発明が解決しようとする課題]

ところか、従来の生意方式では次のような多く の銀題があつた。

まず、半均体プロセスは工程数が多く同じ工程の級り返しが多いため、従来のようなペイ方式ではペイ間の設送経路が複雑になり、設送に時間を受やすことになる。また、前の工程の装置や後の工程の装置が状態が分からないため、装宜間の同期が取りにくくなる。そのため、各ペイで仕掛り

登が増え、その結果として工完が長くなる。また仮に製造タインをフローショップ方式にしたとしても、品間でとに工程フローが異なるため、多品質生産には対応できない。その上、半導体プロセスは工程の変更が多く、品質も頻繁に切り扱わるため、レイアウトを頻繁に変更しなければならないことが考えられる。

また、処理芸匠に対するウェハの投入は、1ペイ内に配位している処理装匠に対ければならない。
大ロボットでウェハを投入しなければならない。
ところが現状の学ぶ体製造装むは、カセットを扱いなったが、1ペイ内には、そのペイ内を走行している自走式ロボットが、処理装匠とに異なるため、1ペイクを走行している自走式ロボットでもる処理装置を導入した場合、自走式ロボットの制約上利用できなくなる可能性がある。

また、処理核性とカセントを保管するストッカが位置的に離れるため、処理核性にカセットを投

多品型の製品がそれぞれ少量求められている。また、将来的にもこの多品 初少は生産の傾向は強まることが考えられる。そのため、ロットサイイのなないないない。また、品で、おいてもロットサイズが異なってきている。そのため、従来と比較して向じ生産丘にもかからず、設送しなければならないカセットの数が増え、従来より高い設送能力が必要となる。

さらには、半導体ウェハは、従来より、ウェハ 怪が4インチから5インチ、さらには、6インチ と大口径化の一途をたどつている。また将来的に は8インチへと移行する傾向にある。そのため、 ウェハをカセント草位で設送することが困難にな ることが考えられる。

また、処理装置については、 クェハを 1 枚ずつ 処理する枚収処理が主流と 思つてきている。

このように、多品型少性生産とウェハの大口径 化及び、枚穀処理装証化の傾向が増々はげしくなることが予測され、このような状況の下ではウェ 入するのにある程度、時間を要する。また自定式ロボットが、政台の処理技能に付き1台しかないため同時に収扱の処理位配にカセットを投入できない。よつて、これらの要因により処理技能の総 のなが低く抑えられる。

また、クリーン化に関しては、ベイ方式などのフロア会体を高い宿停に保つ方式では、クリーン化しなければならない空間が広いので高い宿停度を設持するには、臣国の投資を必要とし、辺用コストも非常に高いものになる。その上、クエハと作業者が雰囲気的に分離されていないので、クリーンルーム内を高い宿停度に保つことは非常に困難である。

一方、インタフェースにカセットボックスをセットする方式ではウェハはカセット内に収められ 窓閉されているので、 1 枚ずつの取り扱いが困難 である。その上ウェハを取り着く努曲気は静止しているため、一度盛換が発生すると取り除かれず、そのままウェハに付料する可能性がある。

·また、半将体は、ASICに代表されるように、

へを25枚程度まとめてカセット早位で管理することは、多品和少量生産における最適ロットサイズ、カセットの重貨化の点から見ても非常に困難になる。

[ 緑題を解決するための手段]

そこで、上記の問題点を全て熔決するため、次のような形で生産を行う。

置を1ヵ所に集めて配置する。そして、各一頁処理接置に、クェハを保管する機能と撤送率と処理接置との間でクェハを受け渡す機能を有する装置を備える。つまり、各一頁処理装置に、そのクェハ鉄切方法に対応した移戦ロボットと撤送率の搬送してきたクェハ1枚ずつ管理、保管する保管棚を設けた要量を設ける。

そして、一貫処理装置間で搬送するものをウエハのみに限定する。つまり、ウエハをカセットケースに収納して一般となって、一貫の一部にカセットとのがではなく、搬送車の一部にカセットとのではなく、搬送車の一部にカセットを設け、各棚どとによった。また、搬送車はすべての一貫処理を配置でした。また、搬送車はでの一貫処理を配置でした。この処理を置いるのように、その処理を配置で処理をして、一貫処理を配置でのでするのように、その処理を必要を必要をして、一貫処理を配置でのでするのように、その処理を受りまするのように、

また、 クェハの管理は 1 枚ずつとする。 そのため、 クェハに 1 枚ずつ品種及び品種別の通し皆号

りょへ自体に対して、ウェハを処理する前に、 ウェハの品種と品種別の通し番号であるウェハナ ンパーを付けることで、ウェハ1枚ごとの管理が 行え、また、微別装置でウェハを繰別することが よりどのウェハかをウェハ自体で確認することが できる。これにより、投入したウェハが程 まで進んでいるかをウェハ1枚単位で正確に知る ことができる。 から成るウェハナンパーを記載し、そのウェハナンパーで管理する。そして、ウェハの加工履歴は、コンピュータが管理し、全体の進行制御に利用する。また、自動化に関しては、処理装置が誤つてウェハを処理していないか、ウェハの欠損がないかを確認するため処理後にウェハのウェハナンパーを繰別する。

そして、クリーン化のため搬送中はウエハを収納した状態で完全に密閉する。また、搬送車気のウェハを処理装置に投入するときはその雰囲気のみを高い清浄度に保つため周囲と雰囲気を仕切り、移戦ロボットと保管棚と処理装置の一部のみをクリーン化する。そのクリーン化のために、上面にHEPAフィルタ等の除盟フィルタと送及用のファンを設け、床面はグレーチング構造とし、垂直な損流状態にする。

#### (作用)

ラインの構造として、品種、工程順序が何類の ものをまとめてグループ化し、処理設備の前に、 ウェハ1枚づつ品種グループ・工程ごとに、処理

処理装置においては、常に同じ工程を繰り返す 工程経路に対応したそれぞれの装置を数台連ねる ことで、投入すると数工程分処理されて出てくる ため、管理する工程が少なくなり、また、処理装 置間のトータルの搬送距離、搬送回数が少なくな る。

クリーン将成では、クエハー 枚づつ搬送棚に保 智して密閉搬送し、処理、または搬送するために 一時保管する場合はクリーンな雰囲気を保つた状 煎で保管するクリーンポックスに入れることによ り、クリーン領域を少なくすることができる。

ウェハの 扱送単位は、 1 枚単位で 搬送管理する ため 1 枚を基準とした管理が移县に行える。

搬送設備においては、トラック状の軌道を巡回する撤送車に、所定のステーションにおいてウェハ1枚単位で移載できるようにし、撤送中も1枚単位で保管することで、搬送設備を有効に活用できる。

クエハの流れにおいては、工程順序が問類の品種をグループ化することにより、制御量を少なくし、保管額から投入する順序、搬送車でウェハを搬送する順序をコントロールし、ウェハの品種グループ間の流れる割合を投入から搬出まで一定にするようにクェハを洗すことで、要求順序・量に合つたクェハの生産ができる。

( 寒施例 )

爽施 例目次

(1. 襟成)

(1,1 全体排成)

2 を設置し、この回りに、ウェヘの数工程の処理 を行うように装置を連ね構成した処理装置60を設 け、この処理装置60の前に、タエハを搬送する搬 送車 2 との間でウェへの受け渡しをクリーンな雰 囲気中で行なう、クエハ投受ユニット20を設置し、 処理装置60とウェハ授受ユニット20を合わせた股 **彼モジュール90を基本単位としていくつか構成す** る。ある処理装置40でクエハが処理されると、搬 送車2がそのウェハを載せ次工程の処理袋置60へ と搬送し、次々と処理工程を進めていくことでー 速のウェハの処理が終了する。これらの装置構成 に、これから処理すべきウェハの投入、又、一連 の処理が終了したクエハの撤出を行なう投入・取 り出し装置80を搬送レール1の近傍に設ける。ま た、ホストコントローラ 110 は、投入・取り出し **使世80、搬送車2、ウェハ投受ユニット20、処理** 装置60と通信ケーブル 117 で接続され、管理、コ ントロールする。

この存成において、ウェハは最初、投入・取り 出し毎度80から、投入される。すなわち、搬送車 (1.2 各装筐の特成)

(1.5 コントローラ棉成)

(1.4 データ構成)

(2.コントローラの動作)

(2.1 歳別装置のデータ構成)

(2.2 コントローラの通信手順)

(3. 生産方式)

(3.1 投入原序块定方式)

(3.2 サークルライン方式)

(3.3 進行制御)

(4. ウェハの旋れと各装度の動作)

(5.代替実施例)

(5.1~5.19 代替與施例1~19)

(1. 特成)

(1,1 全体特成)

本発明の一実施例を第1図から第40図により説明する。

全体格成図を第1図に示し、説明する。

中央部の天井に、トラック状の撤送レール 1 を 設け、その搬送レール 1 に沿つて走行する搬送率

2のいずれかが、投入・取り出し装置80まで移動し停車する。そして、投入・取り出し装置80から、 ウェハが搬送車2に移載される。この時、所定の 処理が終了したウェハがある場合は、搬送車2か ら投入・取り出し装置80へ移載される。

送車2が来ると、ウェハ授受ユニット20でウェハを移載して、次工程へ搬送する。 このようにして、一連の処理が終了するまで、 この動作を繰り返す。一連の処理が終了すると、 投入・取り出し装置80の所まで、搬送車2によつて搬送され、投入・取り出し装置80へ移載される。

#### (1.2 各装置の説明)

第1 図で示したウェハ授受ユニット20を第2 図に示す。第5 図は、第2 図の A 矢視図、第4 図は第2 図の B - B 蘇斯面図、第5 図は、C - C 線断面、第6 図はウェハ、第7 図は、第2 図の保管棚の増成図、第6 図は、第7 図の保管棚のウェハ保持部の詳細図である。

ウェハ投受ユニット20は、トラック状の搬送レール1に沿つて走行する搬送車2から所定の品種と工程のウェハを受取り、それを処理装置(例えばホトリン装置など)60に投入し、処理の終了したウェハを再び搬送車2へ移載する機能を有している。

ウェハ投受ユニツト20は、第2図に示すように、

るグリッパー22と前腕23及び上腕24が上下軸25で上下動するように構成されている。移載ロボット21のコントローラは、ウエハ授受ユニットコントローラから移載の指示を受け、移載ロボット21をコントロールしてウエハを移載し、ウエハ授受ユニットコントローラにウエハの移載が終了したことを伝える。

識別装置40の構成を第 5 図を用いて説明する。 識別装置40は、照明光類42とテレビカメラ41 及び データ処理部45により構成される。移載ロポット 21により識別装置40のステージ部44にセットされ たウェハには照明光類42により光があてられ、ウ ェハに明示されたウェハナンパーをテレビカメラ 41でとらえ、画像データとして取り込む。そして、 その画像データをデータ処理部43で解析し、ウェ ハナンパーを飲み取る。

ウェハは、第4図に示すように、そのウェハの 品種を示す品種名71と品種別につけられた通し番 号72よりなるウェハナンバー73か容含込まれてい る。そして、ウェハナンバー73の読み取りは識別 ウェハを保管する保管期30、ウェハをハンドリンクする移戦ロボット21、ウェハに記載されている品種別の通り番号を示すウェルナンバーを脱み取る識別接近40及びこれらの装置と処理後間60のローダ部61とアンローダ部62を清浄な雰囲でいる。保管例30には乗るとのですようにかてありには乗りるの保持部31にはウェハ70の有無を確認するためのようなではできるためでは、ウェハを登り、ウェハを受ユニットコントローラがウェハ有級を行う。

第 3 図に示すように、ウェハ投受ユニット20の中央部に、移戦ロボット21を配置させ、撤送棚 101~保管棚 30間、保管棚 30~ローダ部61間、アンローダ部62~歳別装置40間、散別装置40~保管棚 30間のウェハの移取を行う。移載ロボット21の構成を第 4 図で説明する。

移載ロボツト21は、1枚のウエハを真空吸着す

接踵4Dで行われる。これによりウェハ1枚1枚を 管理することができる。

タリーンポックス50はウエハを搬送棚 5 と処理 装置60の間で受け越すときにウエハを汚染させないように雰囲気を清浄に保つもので、第 3 図に示すように保管棚30、移駅ロボット21、識別装置40、及び処理装置のローダ部61、アンローダ部62を内部に収めている。

第4回、第5回で示すように、クリーンポックス50の構成は、上面に内部の空気の流れが層流になるように送風用のファン52と送風の盛埃を取り除くHEPAフィルタ53をとりつけ、下面は送風が吹きぬけるようグレーチング構造となつている。また、搬送棚5との間でウェベを受け渡すことができるように開閉するクリーポックス最51が側面に取り付けられている。このクリーポックス最51は通常は閉じられており、搬送車2の搬送棚5がセットされたときに開く。

被送車2の正面図を第9図に、側面図を第10図 に示す。例えば、第4回インタナショナル・コン ファレンス・オン・アセンブリ・オートメーション・ブロシーデイング(4th International Conference on Assembly Automation Proceeding)
(p. p. 503 ~ 315 ) に類似の実施例が見られる。

搬送車2にはガイド用車輪6と駆動装置7 (例 、えばリニアモータ)が取付けられており、搬送レ ール1に沿つて動くような解流となつている。ま た鍛送棚5をクリーンポックス50にセットするた めの昇降装置る、及び昇降ヘッド4を具備してい る。昇降ヘッド4は、上下動ガイドタに沿つて上 下動駆動装置 8 (たとえばモータとボールネジな ど)により上下動する構造となつている。また鍛 送棚5は前後動ガイド11に沿つて、前後動駆動機 **嵐10 ( 例えばモータとボールオジなど ) により前** 後の効きをする構造となつている。第2四を用い て動作を説明する。搬送車2は予め設置されたト ラック状の撤送レール1に歴垂して走行し、ウェ ハ授受ユニット20の前で停止すると、昇降ヘッド 4をクリーンポックス扉51の位置まで下げ、次に **撤送棚5をクリーンポックス50に進入させる。そ** 

ックス扉5tと同様)と、これから処理すべきウェ ハを投入したり、処理の終了したウェハを取り出 したりするために開閉する搬送棚扉 104 が側面に 取付けられている。 設送 棚 101 ば 走行車 100 から 投入・取り出し装置80に対しウェハの投入。取出 しを行うため、走行車 100 には、搬送棚 101 を保 持するアー.4 103 を直進脳動するスライドガイド 102 (例えば、モータ及びポールネジ)が具備さ れている。 走行車 100 が投入・取り出し装置 80の 所定の位置にくると、停車し、アーム 103 を 直進 させ、クリーンポックス85に 鍛送棚 101 を入れ込 みセツトする。クリーンポツクス扉84。 搬送 棚扉 101 がそれぞれ開き、移載ロボット81により搬送 棚 101 のウェハを取り出し、保管棚82にセットす る。このとき、処理の終了したクエハがある時は、 保管棚82から搬送棚101 にウェハを移載する動作 も連続的に行う。この移載中、第11図のように散 送車2がきて、搬送棚5が投入・取り出し装置80 化セットされた場合、保管網82~搬送棚5間の移 型も同時に行う。 鍛送棚 101 の移取が終了すると、 して、クリーンボックス路51が開いた後、搬送棚 ほ12が開くようになつている。そして移戦ロボッ ト21のグリッパー22により、クエハの移転が終了 すると、搬送棚扉12が閉じ、クリーンボックス扉 51が閉じ、前後動ガイド11により搬送棚5を戻し、 昇降ヘッド4をもとの高さに戻す。

第11図に投入・取り出し装置80の構成を示す。 第12図は第11図のD-D線断面図を示したものである。

第11図において、投入・取り出し銀費80はクエハをハンドリングする移取ロボット81,クエを保管する保管部82、及びこれらの装置を存存では、及びこれらの表置をおけってクスにより神成では、かってのところで説の虚块を取りない。、送風用のファン65とと対の虚块を取りが吹きたいない。は、かり、ないのができるように軽くののクリーンボックにないできるように軽くないののクリーンボックにないできるように軽くないののである。

被送棚扉 101 . クリーンポックス跡 84が閉まり、 アーム 105 を戻し、走行車 100 によつて、次工程 へ搬送させる。

(1.3 コントローラ梯成)

第13図は、第1図の触御系統図を示したもので ある。ホストコントローラ 110 は、下位に第 2 凶 化示すウェハ投受ユニット20と処理装置60から成 る設備モジュール90を1つのコントロール系の福 収単位として、ウエハ授受ユニット20のコントロ - ラであるウエハ投受ユニットコントローラ 115, 識別装置40のコントローラである識別装置コント ローラ 111 、移載ロボツト21 のコントローラであ るロボットコントローラ 112 . 処理装置60のコン トローラである処理袋置コントローラ 114 を設け る。そしてその他に、クェハの投入・取り出し装 置80のコントローラである投入・取り出し装置コ ントローラ 116 とウエハ移載を行う移載ロポット のコントローラであるロボクトコントローラ 602, 搬送車2のコントローラである搬送車コントロー タ115を設ける。

ゥェハ投受ユニットコントローラ 115 は、保管 切30に保管しているゥエハの独類を管理し、又、 ロポットコントローラ 112 と過信し、ゥエハ投受 ユニット20をコントロールする。

取別接近コントローラ 111 は、飲別装置40で設別したウェハのウェハナンバーをウェハ投受ユニットコントローラ 113 に送信する。

ロボットコントローラ 112 は、移放ロボツト21 の起処、停止、処作をコントロールする。

処理装位コントローラ 114 は、処理装置60の処理状態とレシピを管理し、処理装置60のコントロールを行う。

設送車コントローラ 115 は、設送車2の超効。 停止、走行のコントロールし、設送切5の棚役に 対して、どの品窓グループのどの工程のウエハが

要はデータ构成を第14図~第22図に示す。

ホストコントローラ 110 は、第14図に示す品粒 a, b, … どとの工程フローデータ 120 から、第 15図に示すような、工程頂序とレシピが同風であ る品租 a1、 a2… のものをクループ化した品間グル ープA、B、…を作成して品種グループ工程フロ - データ 121 を決定する。また、ウェハの巡行例 御を行うため、第16図に示すように、品枚グルー プピと及び工程ととに仕掛つている仕掛り仕を示 す品粒グループ別仕掛りデータ 122、第17図に示 すように、品版グループどとに各工程に仕掛るペ 食 模単仕掛り 登を 配した 顔草 仕掛り データ 123 を 管理している。また、第18図に示すように、処理 袋肛でとに仕掛つている仕掛り母を示す袋肛別仕 掛りデータ 124、 また、第19図に示すように、各 **設送車で設送しているウェハの複類と加工慰配を** 示す 敬 送 立 ヂ ー タ 125 も 管 理 してい る。

ウェハ投受ユニントコントローラ 113 は、各保 管材に保管しているウェハをそれぞれ管理するた め、第20図に示すように、保管しているウェハの 保持されているかを管理する。

投入・取り出し接口コントローラ 116 は、投入・取り出し接口80の保管棚82に対して、どの棚にどの品程グループのどの工程のウェハを保管しているか管理し、ロボットコントローラ 112 と過値し、投入・取り出し接回80のコントロールを行う。

これらのコントローラ間は、トークンリング報 成の光LANで接続し、2本の通信ケーブル 1.17 により各毎ロコントローラを頷び、各銀ロコントローラの接続部は、システム暦等に応じてスインテングにより障容を回避するようにして、ケーブルの継線、各銭殴のコントローラダウンによる過 作聴者を防ぐ构造としている。

この構造により、高速通信ができ、ポイント・トゥ・ポイント方式から送受信時間が計算できる
為リアルタイムにデータ通信が行え、各コントローラ間の通信時間の消費が少なく、信号の優先度
がつけやすいので、コントロールしやすい。

(1.4 データ构成)

第13図に示したコントローラ構成に基づいて必

**悦報を保管棚データ126として、管理している。** 

競送なコントローラ 115 は、各般送棚に保管しているウェハをそれぞれ管理するため、第21 図に示すように、 放送棚のウェハの収報を抜送棚データ 127 として管理している。

処理接近コントローラ 115 は、第22図に示すように、加工条件(レシピ)をコード化したレシビ 血に対応するその処理保証の加工条件を表す 宿報をレシピヂータ 128 として持つている。

以下各データについて詳細に説明する。

第14 図に示す工程フローテータ 1.20 は、品類別に、処理順序に従つて、工程原序と加工条件であるレシビを表すレシビMLが付けられている。

# 15図に示す品類グループ工程フローデータ 121 は、工程フローデータ 120 より作成したもの であり、工程順序とレシピが同類である品類 a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>… のものをグループ化した品種グループ A 。 B. … ごとの工程フローである。

第16図に示す品類グループ別仕掛りデータ 122 は、ウエハの品額 グループと加工履題別に全ての ウェハの枚数をデータとしてもつものである。

第17図に示す 鉄準仕掛りデータ 125 は、品種グループごとに各工程に仕掛るべき 標準仕掛り量を 示したものである。

ホストコントローラ 110 は、これら品種グループ工程フローデータ 121 、品種グループ別仕掛りデータ 122 、標準仕掛りデータ 123 により処理す. べき品種グループ、工程を選択する。

第18図に示す装御別仕掛りデータ 124 は、処理 接離別に保管棚に保管しているウェハの品種グル ープと加工履歴と枚数をデータとしてもつもので ある。そして、ホストコントローラ 110 は、この データに基づき処理装置に対し滑工指示を行う。

第19図に示す搬送車データ 125 は、搬送車が保管しているウェハの品種、加工履歴及び枚数をデータとしてもつものである。そして、ホストコントローラ 110 は、このデータに基づき搬送車から保管棚に移載する指示を行う。

第20図に示す保管棚データ 126 は、各保管棚の 1 つの保持部ごとにつけた保管棚番号に対して、

として取り込み(ステップA2)、データ処理を 行い(ステップA3)、ウエハナンバーが読み取 り可能かどうか判断する(ステップA4)。そし て、読み取り可能ならば、ウエハナンバーを読み 取る(ステップA5)。そして、ウエハ投受ユニ ツトコントローラ 113 に、読み取り結果として、 ウエハナンバーを送位する(ステツブムも)。と ころが、ウェハナンバーを読み取れなければ、文 字読み取り誤り訂正可能か、つまり、ウェハナン パーが完全に読み取れなくとも、ある程度読み取り ることが可能で、高い確率でウェハナンバーを利 別できるかを判断する(ステップA7)。文字號 み取り誤り訂正可能ならば、文字読み取り誤り訂 正を行う(ステップA8)。そして、そのウェハ ナンバーを読み取り(ステップA9)、ウェハ授 受ユニットコントローラ 113 亿、競み取り結果と して、ウェハナンバーとその再マーキングが必要 であることを送信する(ステップA10)。文字號 み取り扱り訂正が不可能であるならば、ウェヘが 歳別装置 330 にセットされた状態から処理をやり

保管しているウェハのウェハナンパー。加工履歴、及び保管制に保管された原告を示す到着順番を対応させたものである。ウェハ投受ユニットマントローラ 115 は、このデータに基づき同じ品種グループ、加工履歴のウェハの中で処理するウェハを特定する。

第21図に示す搬送棚データ127は、各搬送車の 搬送棚の1つの保持部ごとにつけた搬送棚番号に 対して、搬送しているウェハのウェハナンパー、 加工履歴及び搬送車に乗せられた風番を示す到宿 順番をつけたものである。搬送車コントローラ 115は、このデータに基づき同じ品種グループ。 加工履歴のウェハの中で保管棚に移載するウェハを特定する。

(2. コントローラの動作)

(2.1 歳別装置のデータ処理)

設別装置コントローラ 111 のデータ処理フローチャートを第25回に示し、処理フローを説明する。 決別装置コントローラ 111 は、識別装置40へセントされたウェハのウェハナンバーを画像データ

なおす。そして、5回繰り返しても、クェハナンパーを判別できなければ、識別結果として、クェハ投受ユニットコントロー ラ 115 に、識別結果として、別お取りが不可能であることを伝える(ステップ A 12)。

(2.2 コントローラ間の通信手順)

以下、第2図、第13図、第18図~第21図、及び 第24図~第26図により各装度の動作とコントロー 9間の通信手限を説明する。

移収ロボット21のウェハ移収動作は(1) 搬送棚 5 →保管棚 30 (2) 保管棚 30 → 処理装置 60のローダ部 61 (5) 処理装置 60のアンローダ部 62→ 線別装置 40 →保管網 30 (4) 保管棚 30→ 搬送棚 5 の 4 つである。 ただし、移収ロボット21を効率的に動かすため、 搬送棚 5 →保管網 30→搬送棚 5 のウェ ハ移収物作は何時に並行して行う。

搬送棚 5 と保管制 50の間で、ウェハを移転する時の各コントローラの処理手順とコントローラ間の通信手順を第24図に示し、説明する。

搬送車コントローラ 115 は、搬送車 2 がりエハ

接受ユニット20の前に到着する(ステップB1) と、ホストコントローラ 110 化搬送車 2 が到着し たことを送信する(ステップB2)。そして、ホ ストコントローラ 110 が受信する (ステップ B 3)a すると、ホストコントローラ 110 は、 鍛送 都 5 か ら保管部30に移載するべきウェハの品種グループ、 加工設置及び枚数を搬送車コントローラ 115 に送 信するが、保管棚30、搬送棚5間で移載するウエ ハかない場合は、散送車コントローラ 115 に対し そのまま走行するように指示(撤送指示)を送信 する(ステップB4、B5)。また、ホストコン トローラ 110 は、保管棚30から搬送棚5 に移載す るべきウェハの品粒グループ、加工程歴。及び枚 数を決定し、ウエハ授受ユニツトコントローラ 115 に送信する(ステップB1, B8)。すると 撤送車2は昇降接催3で上下効ガイド9を下し、 前後動ガイド11を前進させ、ウエハの入つている 撤送捌5をタリーンポックス扉51にセットする。 そこで、クリーンポックス扉51が崩き次に搬送棚 昴12が削くo このようにして数送棚 5 のウェハは

クリーンポックス50内の移載ロボット21で自由に 出し入れできる状態になる(ステップBも)。そ とで、ウェハ投受ユニットコントローラ 113 は、 **第20図に示す保管棚データ 126 に基づき、移駅す** るウェハを決定する (ステップB9)a また、 敏 送車コントローラ 115 は、搬送棚データ 127 に呑 づき移載するウェハを決定し、そのウェハのウェ ハナンバー、加工履歴、搬送棚番号、及びウェハ の入つていない側の散送機番号をウェハ投受ユニ ットコントローラ 113 に送信する ( ステップ B 10. B11)。そして、ウェハ投受ユニットコントロー ラ 115 は、保管例3Cから搬送棚5 C移動するウエ への移載先である搬送棚の位置。搬送棚5から保 安棚30へ移載するウェハの移載先である保管棚の 位置、及び撤送棚5から保管棚50移載するウェハ の移取先の位置を移取するウェハ全てについて決 定し、移載手順を決定する。(ステップB12)。 その決定した手順に基づいて、ロボットコントロ ー ラ 112 に対して移載元と移載先を送信する(ス テップ B 14、 B 15 ) o 移収ロポット21はその指示

に基づいて、作業を行い(ステップ B14)、終了 した時点で終了したことをウェハ投受ユニットコ ントローラ 115.に伝える ( ステツブ B 17, B 18 )o この作業をホストコントローラ 110 の指示したウ エハ全てについて移載が終了するまで繰り返す。 ただし、この移象処理の途中で、処理装数コント ローラ 114 からウエハ移紋の要求があつた場合は、 移載処理を中断し、処理装置コントローラ 114 の 要求に応じ、その後、処理を再開する。終了する と、ウエハ投受ユニットコントローラ 115 は、扱 送車コントローラ 115 化対し、撤送棚 5 に移敏し たウェへのウェハナンパー。加工履歴、及び撤送 捌む号を送借する(ステップ B 19、 B 20) a そし て、保管棚データ 126 の保管棚の棚番号に対応し ている、ウエハナンパー、加工股歴及び到層原物 を更新する(ステツブ B 21)。さらに、ホストコ ントローラ 118 に対して、保管制30に保管してい るウェハの品種グループ、加工履歴を送信する (ステップB22, B26) p また、投送車コントロ - 9 115 は、 搬送棚データ 126 の 搬送棚 新号に対

次に、保管棚30から処理無量のローダ部61へゥエハを移載する時の各コントローラの処理手頂とコントローラ間の通信手頂を第25図に示し、説明

ホストコントローラ 110 は、処理装置コントロ

- 5 114 に対し着工指示として、処理すべき品種 タループ,加工激態,レシピ心及び枚数を送信す る(ステップC1,C2)。そして、処理技能コ ントローラ 114 はこの指示に従つてレシビを設定 する(ステップC3)。そして、処理装置コント ローラ 114 は処理装置60がウェハを処理できる状 想になつたら、ウエハ投受ユニットコントローラ 113 に対して、処理するウェハの品種グループと 加工機能を送信する(ステップC4、C5)。受 借したウエハ投受ユニツトコントローラ 115 は数 当する品種グループ。加工履歴のウェハの中で、 最も早く保管棚 110 に保管されたウェハを保管棚 データ 124 で検索し、ウエハを選択する(ステッ ブC6)。そして、そのウェハナンパーを処理袋 ・ 置コントローラ 114 に伝える ( ステップ C B ) と 共にそのウェハの保管されている保管棚の位置を ロポツトコントローラ 112 に伝え、保管棚30から 処理装置のローダ部が化ウェハの移轍を指示する (ステップC9、CIC)。この指示に基づき、移 起ロボット21はウェハを保管棚30から取り出して

処理装置 60のローダ部 61 にセットする (ステップ C11)。終了すると、ロボットコントローラ 112 が作業を終了したことを ウェハ投受ユニットコントローラ 113 に伝える (ステップ C12, C13)。ウェハ投受ユニットコントローラ 113 は該当する ウェハの保管棚データ 126 を 商去する (ステップ C14)。一方、処理装置 60 は ウェハの処理を開始する (ステップ C13)。

次に、処理装置 80による処理が終了して処理接置のアンローダ部 62から 識別装置 40へ ウェハを 移動し保管棚に ウェハを保管する時の各コントローラの処理手順とコントローラ間の通信手順を第26 図に示し、説明する。

処理後避60は処理を終えたウェハをアンローが 部62に遅ぶ(ステップD1)。そして、処理袋は コントローラ 114 は、ウェハ投受ユニットコント ローラ 115 にアンローが部62のウェハのウェハナ ンパーを送信して、取り出しを要求する(ステップD2、D3)。すると、ウェハ投受ユニットコ ントローラ 113 は、ロボットコントローラ 112 に

対し、アンローダ部42から駄別袋置40ペクエハを 移収するように担示する(ステップD4、D5)。 との指示に基づき、移載ロポット21はウェハをア ンローダ部62から取り出して触別装置40にセット する(ステップD6)。終了すると、ロポットコ ントローラ 112 が作業を終了したことをウエハ授 受ユニットコントローラ 113 に伝える(ステップ D1、D8)。そして、故別装置コントローラ 111は、ことで第23図に示したような識別、処置 をし、歳別結果をウエハ投受ユニットコントロー **ラ 113 に送信する(ステップD9, D10)。そし** て、ウエハ技受ユニットコントローラ 115 は歳別 装置コントローラ 111 より識別結果を受信すると (ステップD10)、ウェヘを保管する保管棚30の 位置を決定し(ステップD11)、ロボットコント ローラ 112 にその位置を伝え、移収を指示する (ステップD12, D13)。そして移載ロポット21 が、歳別装置40からウェハを取り、保管樹50へ保 管する(ステップD14)。終了すると(ステップ D15、D16)、ウェハ投受ユニットコントローラ

113 はウェハを保管した保管期番号に対応するウェハナンパー、加工履歴を保管棚データ 124 として記憶する(ステンプ D 17)。更に、ホストコントローラ 110 に処理の終了したウェハのウェハナンパー、加工履歴を送信する(ステンプ D 18)。ホストコントローラ 110 は、ウェハナンパー、加工履歴を受信し(ステンプ D 19)、品種グループ別仕掛りデータ 122、及び 装置別仕掛りデータ 124 を更新する(ステンプ D 20)。

( 5 . 生産方式 )

(3.1 投入顺序决定方式)

第27図に、第1図に示した生産システムに対して、どのような原序でウェハの投入を行うかを決定する投入計画フローを示す。作業量に対して、実現可能な標準日程要求量を求め(ステップE1)、この値に対し、日ごとの要求量と納期を満足した上、作業量の平準化を行い、これとともに要求量の平準化が行われる。(ステップE2)。要求生産量に対応する品種をグループに分類する(ステ

ップ E 5 )。次に、品種グループでとの要求割合を保つた要求原序を決定し(ステップ E 4 )、さらに、品種グループ内の品種の割合を保つた要求原序を決定する(ステップ E 5 )。これらの要求原序により、それぞれの品種グループの要求原序に対して、品種でとつまり、ウェハーを必要がある。以下を必要手順を詳細に説明する。

となり、品種グループiの品種iのキョリ基準 loji は、

となり、品種グループでと、品種でとのキョリ基 単が求まる。

このキョリ基準 loj とキョリijから正規化キョリ Zoj を求める。 次に、品種グループごとには 規化キョリ Zoj の大きいものから順に順序づけて、 し、同様に、それぞれの品種グループに対けて、 品種ごとの正規化キョリ Zoj を求め、品種ごとの順序づけを行う。このようにすることで、品種学位の 1 枚ごとの割合、品種ごとの割合が常に保た

に示すように用語を定義する。k 日目に対象となる品級グループ数がM、品種グループ中の品種数がNで、平準化要求量がPJiの時、全要求生産量Xは、

となり、品種グループ」のキョリ基準 loj は、

れ、要求に合つた生産を行うことができる。

第27図から第29図に示した投入順序決定方法を 具体的に例照を用いて第30図から第35図を用いて 示す。

第30図に、スケシューリング期間を6日間としてその要求量を示す。この要求量に基づいて、果 複角荷グラフを作成したものを第31図に示す。こ のグラフの平単化負荷より、平準化した日ごとの 要求量を第32図に示す。なお、第30図において、 A、B、Cは品種グループ、a、a、b、b。b。c ~ caは品種を示す。

次に、この要求性に基づいた要求順序算出方法 について説明する。品種グループごとの要求順序 である 1 番目を算出してみると、

キョリ茜草 lojは、

品種グループA loA = 
$$\frac{12}{5}$$
= 2.4

B 
$$1 \circ B = \frac{12}{5} = 2.4$$

品種グループC 
$$1 \circ C = \frac{12}{2} = 6$$

となり、キョリljはすべて 1 であるから、正規化 キョリ Zoj は、

品種 
$$f \sim - f A$$
  $Z_{0A} = \frac{1}{2.4} = 0.41$ 

B 
$$Z_{0B} = \frac{1}{2.4} = 0.41$$
  
C  $Z_{0C} = \frac{1}{4} = 0.16$ 

となる。正規化キョリが回復のときは、品種グループの若い駅に投入するものとして、品種グループAが要求順序1として算出される。このようにして品種グループ間の要求順序を求めた結果を第35図に示す。

第54図に平準化前の設求量、第55図に平単化後の要求量をグラフで示す。これからわかるように、 負荷量全体が平準化され、品種グループ間でも平 単化されているのがわかる。

大に、品種グループ内の品種ごとの要求順序決定方法について説明する。

品種グループAのグループ内のキョリ基準leji

とでウェハのメムーメな流れを作れる。

#### (3.2 サークルライン方式)

第37図に、第1図に示した装置物成において、 どのようにウェハを流すか、つまり、進行制御を 行うかを示す。設備モジュール90をいくつか構成 し、ある工程フローの中で、処理原序が問題の品 性をまとめた品種グループごと、及び、工程ごと に管理することで、生産の問期確保と装置の線動 率向上を図つたスムーズなウェハの流れをつくる。

保管棚30の前には、いろいろな品種のいろいろな処理工程のウェハが仕掛り、どのウェハを投入するかで、流れをコントロールすることができる。そこで、品種グループ工程ごとにそれぞれ最適な仕掛量である標準仕掛り量を設定し、この増減をチェックしてウェハを順序よく流す。

## (3..3 進行制御)

次に、第37図に示したように、品種グループでとに専用ラインであるかのようにウェハをスムーズに進行させる方法を示す。多種、多工程のウェハの進行制御に必要なデータを第14図から第17図

は、

品租 a<sub>1</sub> loA s<sub>1</sub> = 
$$\frac{5}{2}$$
 = 2.5

$$a_1$$
 1 oA  $a_2 = \frac{5}{1} = 5$ 

• a: 
$$1 \circ A = \frac{5}{1} = 5$$

$$a_4 = 10A a_4 = \frac{5}{1} = 5$$

となり、キョリ 11i はすべて l であるから、正規 化キョリ Zoli は、

品權 a, 
$$Z_0A$$
 a<sub>1</sub> =  $\frac{1}{2 \cdot 5}$  = 0.4

$$a_2$$
  $Z_0A_{B_2} = \frac{1}{5} = 0.2$ 

. a. 
$$Z_0A_{B_0} = \frac{1}{5} = 0.2$$

$$z_0 = \frac{1}{5} = 0.2$$

となり、品種 s<sub>1</sub>が要求服序 1 として算出される。 このようにして、品種ごとの要求順序が決定される。品種 グループごとの要求順序に、品種ごとの 要求顧序をあてはめ投入順序を決定した結果を第 36 図に示す。この要求順序に基づき投入を行うこ

に示し、進行制御方法を説明する。

第14図に示す品種 a.c. b.c. … Cとの工程フローデータ 120 から、第15図に示すように、工程とレッピが同類である品種 a.c. a.c. のものをグループ 化した品種グループ A.c. B.c. … を作り出して品種グループ T程フローデータ 121 を決定する。第16図は、物理的に実際に仕掛つている量を記憶した品種グループ C.c. とて程に仕掛る 条準 仕掛り 並を算出した 標準仕掛りデータ 125 を示す。 第18図は、 装置別の実際の仕掛り量を記憶した 装置別仕掛りデータ 124 である。

次に、どのようにして、逸行制御を行うかを説明する。あるサンプリング時間ごとに、標準仕掛りデータ 123 に示す各工程ごとの標準仕掛り最に対して、品種グループ別仕掛りデータ 122 の仕掛りがある少ない品種グループ、工程原序のウェスを抽出する。この時、最も少ない品種グループ工程順序に対応したウェハがいくつかあった場合は品種グループが若いものでかつ工程順序が若い

工程を抽出し、その前工程を品包グループ工程フローデータ 121 から辺び出し、その工程のウェハを和工するように指示する。例えば、包容仕掛りサータ 125 の中で、品紅グループ B の工程原序 3 が、包容仕掛り位に対して、交換の仕掛り位に対して、交換の仕掛り位に対して、存っている。そこで、品のグループエ程原序 3 のデータ 121 より、品和グループ B の工程原列 仕掛り、その品的グループ、及び工程のデータ 124 により、その品的グループ、及び工程の外でクロスを抽出し、共位別はより、その品的グループ、及び工程の公理接位を位置しているの思要をはなる。

以下、このように、サンプリングでとに不足分を抽出し、ウェハの進行側御を行う。 (4. ウェハの流れと各装位の助作)

額1 図に示した特成において、ウェハの従れを 第38図に示す。ウェハの従れを第39図に示したフ ローチャートによつて説明する。ウェハが投入さ れると(ステンプG1)、協送草によつて最初の 工程に対応した処理装置の所まで扱送され(ステ

**聚た場合、走行車 100 は投入・取り出し装配80の** 所定の場所まで床面を走行してくる(ステップH) 5 )。所定の位配で停止し、鍛送棚 101 を以せた アーム 103 が前遊し、クリーンポックス 昂84 と 設 送棚昴 104 を密密させる (ステップ H 4 )。 クリ ーンポックス昂84を聞き(ステップH5)、扱送 し装員80の保管棚82ヘセットすべきウエハがある。 か判断し(ステップH1)、ある均合は、容良口 ポット81により、 放送棚 101 から 保管棚82に ウェ ハをセットする(ステップH8)。ない場合はス テップH9に逆む。次に旋送倒 101 ヘセットする ウェハがあるか判断し(ステップHP)、ある場 合は、移成ロボット81により、保管棚82から放送 切 101 にセット (ステップ H 10 ) し、ない切合は ステップH11に遊む。次に遊送草2が到分してい \_るか判断し(ステップH11)、弱刃してなければ、 ステップH20に進み、到記していれば、鍛送草2 から投入・取り出し装置80へ降ろずクエハがある か判断(ステップH12)し、降ろずりエハがなけ

ての窓 1 図に示す生産システムにウェハが投入されると、第11 図に示すように、走行享 100 の証送棚 102 に投入すべきウェハがセントされ(ステップH 1)、走行車 100 が来たかどうか判所(ステップH 2)し、来ない場合はステップH11 基み、

れは、ステップH18まで進み、降ろすウェハがあ れば、上下切ガイド9を下降(ステップH13)さ せ、前後効ガイド11を前遊(ステップH14)させ て、 協送 協師12をクリーンポックス 扉51に 密灯さ せてセットする。そして、クリーンポックス尿51 を開き(ステップH15)、翅送棚昴12を開く(ス テップ H16 ) o 移はロポット81により、数送切5 から保管切82ヘセット(ステップH17)ずる。さ らに、玆送口2へ世せるウエハがあるか判断(ス テップ H18 ) し、なければステップ H19 に進み、 **災せるウェハがある協合は、移倒ロボツトBIによ** り、保管棚82から鍛送棚5にセット(ステップ lt19) する。投入・取り出し毎近80の中でウェハ 移図があるか判断(ステップ H20 )し、ある場合 は、再びステップH2に戻り、ステップH2~ス テップ H20 を繰り返し、ない場合は、走行車 100 の般表初 101 に クエハをセットしたか 判断( ステ ップ H21 ) し、セットしない 場合、ステップ H27 に込み、セットした場合は、走行耳 100 側では、 

22)、クリーンポックス扉84を閉じ(ステップH 24)、 走行車 100 のアーム 103 を後退(ステップ H24 ) すると、走行車 100 は移動 (ステップ H25) 般送車 2 観では、搬送 綴 5 を閉じ (ステップ H27)、 クリーンポックス扉84を閉じ(ステップ H28 ) て、 前後動ガイド11が後退(ステップ H29 )し、上下 動がイドが上昇(ステップ H30 )して、搬送状態 に戻る。次に、次工程搬送の要求がくるまで待ち (ステップ H51 )、要求がくると、第2図に示す ように、次工程へ移動(ステップ H52 )し、撤送 東 2 が到着する(ステップ H33 )。到偿すると、 投入取り出し装配80場所か判断し、その場所であ ればステップH2に戻り、その場所でなければ、 上下動ガイド9が下降(ステップ H35)し、前後 動ガイド11を前進(ステップ H36 )させて、搬送 棚12とクリーンポックス扉84に密署させてセット する。クリーンポックス扉を開き(ステップH37)、 搬送棚扉12を開く。搬送棚5から降ろすウエハが あるか判断(ステップ H39 )し、ない場合はステ

ップH41 に進み、ある場合は、移動ロボット21に より、嵌送棚5から保管棚30亿セット(ステップ・ H40 ) する。 次に処理装置60に投入するウェハが あるかどうか判断(ステップ 853 ) し、ない場合 は、ステップ H43 に進み、ある場合は、一移戦ロボ ット21により、保管棚30から処理装置60のローダ 部61に投入(ステップ H42 )する。次に、処理袋 置60のアンローダ部62から膜別装置40へ搬送する クエハがあるかどうか判断(ステップ H45 )し、 ない場合は、ステップ H45 まで進み、ある場合は、 処理装置のアンローダ部 402 から歳 別装置 330 へ **搬送(ステップH44)する。次に、隣別鉄置40か** ら保管棚30に戻るウエハがあるかどうか判断(ス テップ H45 ) し、ない 場合は、ステップ H47 に進 み、ある場合は、移載ロボツト21により、搬送棚 5から保管棚50にセット(ステップ H46) する。 クエハ投受ユニット20内で搬送車2~保管棚30間。 保管棚50~処理装置60間、処理装置60~微別装置 40間、識別装置40~保管棚30間でウェハ移載があ るかどうか判断し、ある場合は、ステップ H59 ま

で戻り、ステップ H39 ~ステップ H47 を繰り返し、ない 場合は、搬送 棚 ß 12 を閉じ(ステップ H27)、クリーンポックス ß 51 を閉じ(ステップ H28)、前後動ガイド11 が後退(ステップ H29)し、上下動ガイド 9 が上昇(ステップ H50)して 搬送 状態 化戻る。そして、搬送車 2 を次工程に 進める。 このようにして、搬送車 2 により ウェハを搬送しながらウェハの処理加工を進めていく。

(.5. 代替实施例)

(5.1 代替实施例1)

第1 図に示した装置格成に対して、搬送車の軌道である搬送レールを中央部とその側部に設けた実施例を第41図に示す。中央部の天井に、トラック状の搬送レール1 と、その搬送レール1 を軌道として走行する搬送車 2 とより成る中央部搬送設備 200 を設ける。そして、中央搬送取佣 200 の搬送車 2 と側部搬送設備 201 の搬送車 2 間でウェへの受け渡しをクリーンな雰囲気で行うために、ステーション 202 を側部搬送設備 201 に対応させて設ける。側部搬送設備 201 の回りには、搬送車 2

との受け彼しをクリーンな雰囲気中で行う装置であるクエハ投受ユニット20と処理模置60とより構成する設備モジュール90を基本単位としていくつか設ける。また、搬送車2は、上記実施例と阿茲にウエハをクリーンな雰囲気で格納、保持する搬送棚を設ける。

#### (5.2 代替実施例2)

第1 図に示した生産システムの搬送設備では、 中央部の天井にトラック状の搬送レールを設置し ていたが、この搬送レールを天井に格子状に設け た実施例について示す。

格子状に設けた扱送レールに沿つて設備モジュ

まり、各生童モジュール 210 亿分額された工程フ ローに対応した処理を行う。そして、ある生産モ ジュール 210 でウェハの処理が終了すると走行車 100 が次の生産モジュール 210 ヘウエハを撤送 い 次々と生選モジュール 210 で処理をほどにしてい く。例えば、第43回に示すような工程フローの場 合には、図に示すように全体を3分割し、工程。 ~工程!の工程フローを生産モジュール2108で処 **爼し、処理の終了したウェハは投入・取り出し装** 置 80a で走行車 100 に移収され、次の生産モジュ ール210bに搬送される。そして、投入・取り出し 装置 80b がクエハを走行車 100 から受けとり、生 産モツユール210bに投入する。そして、生産モジ ユール210bで工程g~工程1の処理を行う。何様 にして、生産モジュール210cで工程m~工程ェの 処理を行う。このようにして全工程を3つの生産 モジュール210a~ c で分担して処理する。

このように工程フェーを分割し各工程フェー別 に品種グループを形成するため、全工程フェーの うち一部のみが向じ工程フェーをもつ品種が、各 ールを設ける。ある設備モジュールから他の設備 モジュールへウェハを移動させる指示がでると符 ちの少ない搬送車が対応し、最短経路を抽出し、 その経路で搬送車が移動する。この時、経路の治 中に他の搬送車が止まつているか、移動している 時は、搬送車がいない経路で最短経路で移動する。 このようにすることで、処理装置間の移動距離 が低くなり、生産期間が短縮できる。

#### (5.3 代替契施例3)

本発明の他の効果的な実施例を第42図に示し、 税明する。

前記第1図に示した生産ライン(以下、生産モジュール 210 と称する)を3つ、直線状に配置し、生産モジュール 210 間でウェハを搬送するため、各生産モジュール 210 の投入・取り出し装置80間を第11図に示した様な走行車で連絡するような構成とする。

また、進行制御は、制御を容易にするため、工程フローを 5 つに分割し、分割した工程フロー Cとに 1 つの生産モジュール 210 を対応させる。つ

生産モジュールで向じ品種グループに集約され、 品種グループが少なくなり、進行制御が容易にな る。また、各生産モジュールの処理装置台数が少 なくなることにより、生産モジュールが小さくな り、ウェハの撤送距離が短くなる。

#### (5.4 代替实施例 4·)

第1図に示した構成の搬送設備において、トラック状のレールを走行する搬送車をベルトコンペアにした実施例において、ウェハ投党ユニット部を第44図に、そのE-E級断画図を第45図に示し、説明する。

中央部に、一方向に回転するコンペア 220 を設け、コンペア 220 上にウェハを格納したカセットポックス 221 を載せ搬送させる。カセットポックス 221 の中のウェハは 1 枚づつ棚に保持され、カセットポックス 221 の前側にはカセットボックス 路 227 が設けてあり、搬送中は閉じて密閉し、ウェハを取り出し又は格納する時はカセットボックス 227 を開ける構成になつている。さらに、カセットポックス 221 の上面には、カセットボック

メ 221 の通し皆母を記号化してマーキングする。 ウェハ投受ユニツトの前には、カセツトポツクス 221 のむ号を控別するコードリーダ 223 を設立す る。カセツトポツタス 221 には、1 枚又は複数枚 何時に行き先が何じウェハが入れられ、ウェハは クリーンな状態で設送される。コンペア 220 上に Qせられたカセツトポツクス 221 が、クエハ投受 ユニットの所へ超送されてくると、コードリーダ 223 でカセツトポツクス 221 の皆号を睨み取る。 この時、受け取るべきカセットポックス 221 であ れば、ロポント 224 で、このカセツトポックス 221 をコンペア 220 から取り出し、クリーンダツ クス 225 のクリーンポックス 距 226 にセットする。 このセットされた状態で、クエへの移攻を行う。 この移域は、 再3 図、 第4 図で示したように、 数 送車2の敬送棚5がセットされた場合と同じよう に、クリーンポックス 221 のクリーンポックス扉 226 がオープンして、カセットポックス 225 のカ セットポックス扉 227 がオープンし、移改ロポツ ト21で保管樹にウエハをセットする。次に、処理

が終了しているウェハの中で、行き先が何じウエハを、そのカセントポンクス 221 にセントする。 このようにして、カセントポンクス 221 内のウエハの移し換えが終了すると、カセントポンクスが 227 とクリーンポンクスの 226 を閉めて、ロポント224 により、再びコンペア 220 上に戻され、次工程へと搬送される。

てのようにして、 次々と処理工程を進めていく ことで、一連のウェハ処理が終了する。

#### (5.5 代替契鸱例5)

第41 図の遊送数値の解成で、中央競送設備 200 と側部設送設備 201 とのインターフェース部に、ステーション 202 を用いた方式を説明したが、インターフェース部を設送レールで接続し、その接続部分に分弦装យを設ける実施例を説明する。

中央級送飲紹 200 を走行している 斑送車が、分 披観機 ( 図示せず ) まで移动してくると 側部 鍛送 設例 201 側へ 数送車 2 が移动する場合、 分抜装 位かポイントを変えると、 扱送車 2 が例部散送設 (201 傾へ移動する。そして、 例部 級 医 股 ( 201

四で必要な移跡・設送作祭を終了すると、再び分競技院でポイントを交え、中央設送股份 200 倒へ移跡する。以下何様にして、処理が終了するまで繰り返す。

#### (5,6 代替突焰例6)

上記突筋例では設備モジュール間のウェハの設 送は、草魚をガイドされた以道投送車を用いた例 を示したが、それに対して無味道報送車を用いた 突筋例を次に説明する。

放送車に対し、その品種、工程のウェーを前の工程に対応する処理核性のウェークトから 放送してくるように指示する。すると、報送車が 通常走行している放送路から外れて、その処理袋 位の所まで走行し、その処盤袋位から 要求のあった た処理核位には当するウェーを放送する。このよっ そ自由に放送することができる。

また、無軌道磁送車を用いることにより、 設備 の増設やブロセスの変更に伴うレイアクト変更に 対して柔軟に対応できる。

#### (5.7 代替契施例7)

・異なる処理機能で逆続して処理する際、擬送車を介さずに処理模配間でウェハを受け返しできるような本発明の一突線例を繋46図に示す。

グする移戦ロボット21を設ける。さらにこれらの 後世は、ウエハを取り着く雰囲気を清浄に保つた め、処理接触のローダ部・アンローダ部と共にク リーンボンクス 251 に納める。そして、このクリ ーンボンクス 251 は第 2 図と同様に搬送車 2 との 間でウエハを投受するため搬送棚 5 をセットでき る構造になつている。

ウェハを 2 台の様で連続している 協会 → 保 世紀実施例と同様の手順でウェハを 撤送 40 → 保 日間でウェルを 撤送 40 → 保 日間でウェルを 撤送 40 → 保 日間でウェルを で 日間でウェルを で 日間でウェルを で 日間で 40 → 保 日間で 40 → に 日間で 日間で 40 → に 日間で 40

部撤送設備 201 にインターフェース部分にステーション 202 を設け、 何部搬送設備 201 の回りにウェハ授受ユニット 20 と処理装置60を組み合わせた設備モジュール90を配置させている構成において、ウェハ授受ユニット20内に保管棚 50を設けず、ステーション 202 の保管棚のみでウェハを保管し、処理を進めていく災施例を説明する。

ス 231 を設けることにより、搬送車を介さずに処理接踵60間でウェハを受け渡すことができ、搬送時間が短く、かつ、ハンドリンク回数も少なくなる効果がある。

#### (5.8 代替突施例8)

実施例の第2図に示したように、ウェハを保管するための保管物30は、ウェハ投受ユニット20ピとに設け、分散させていたが、設送設備の中央に集中保管する保管棚を設ける実施例を説明する。

中央に置かれた保管棚の周囲に、各処理装置へ ウェハを搬送し、処理装置で処理されたウェハを 再び保管棚に戻す搬送設備を設ける。

このようにクエハを集中させ保管することにより、任意の品種及び工程間に対応した棚の仕掛り量をチェックすることができ、クエハの進行状況、例えば、どの工程間で遅れているか、品種間の割合が保たれつつ流れているかを把握しやすく、管理が容易になる。

#### (5.9 代替实施例9).

第41 図に示したように、中央搬送設備 200 と例

ステーション 202 の保管棚のみで、保管する方式が実現できる。 これは、同種処理装置ごとにステーション 202 設け、ウェハを保管・管理すると効果的である。

このようにすることで、一つの保管棚から、複数の処理装度にウェハを供給することができ、処理装置の選択が柔軟に行える。

#### (5.10 代替與施例10)

本発明の他の効果的な一実施例を説明する。 本実施例はウェハ投受ユニットに保管棚を設け ず、搬送手段に保管機能を持たせるものである。 以下、本実施例の動作を説明する。

処理装置はホストコントローラから疳工指示を 受ける。そして、処理する準備ができると、抱送 車に対し、ウェハの投入を要求する。一方、搬送 車は処理接置の要求に応え、その処理接置のウェ ハ投受ユニットの前まで走行し、搬送棚をウェハ 投受ユニットにセットする。すると、移戦ロボットが搬送棚から処理装置のローダ部へウェハを移 載する。 また、ウエハの処理を終了すると、搬送車に対し、ウエハの引き取りを要求する。すると、搬送車に対き取求に応え、その処理装置のウエハ投受ユニットの助まで走行し、搬送棚をウエハ投受ユニットにセットする。一方、移取ロボットは、処理の終わつたウエハをアンローダ部から取り出し、課別装置にセットする。繰別装置ではウエハのウエハナンバーを確認する。そして、ウエハは搬送棚に収納される。

このように、処理装置のタイミングに合わせて ウェハを搬送するととにより、処理する際、自由に ウェハを展する必要がなく、処理する際、自由に ウェハを選択することができる。また、処理を が故障した際にもその処理装置を生産システムか ら切り離すのみでよく、保管棚のウェハを ほ別の処理装置に搬送したり、故障が直る 理を持つといつたことが必要でなくなる。

本発明の他の効果的な一実施例を説明する。 前記の代表実施例では、コントローラや処理装

取の撤送棚から直接処理装置へ投入され、処理が終了すると、そのまま搬送棚に保管されるものである。

とのようにウェハ投受ユニットの機能を低力簡略化することにより先に述べた効果に加えて、処理係のウェハを処理装置から直接搬送棚に移載できるため、搬送車の待機時間が短くなる効果がある。

#### (5.13 代替実施例13)

(5,11 代替突施例11)

群1 図に示した 様成では、 ウェハは 撤送中には 撤送棚の中に入れて密閉し、 ウェハ投受ユニット の保管棚に一時保管したり 移載する時は、 クリー ンポックスにより、 クリーンな雰囲気に 保つよう な搬送・保管に必要な 領域だけを クリーンな雰囲 気にして搬送していた方式であつたが、 聴量全体 をクリーンにする実施例でもよい。

建屋全体をクリーン化するととで、ウェハの搬送する時も、一時保管するときも、ウェハを裸のままにしておけるため、密閉する必要がなくなる。 そのため密閉状態からの出し入れ動作がなくなり 他のトラブルに備え、ウェハにウェハナンバーを記載し、管理していた。そして、処理が正しく行われたことを確認する目的とウェハナンバーが確実に続み取れることを確認する目的で、処理後にウェハのウェハナンバーを識別していた。ところが、処理後世により、知知が開えることなく、既み取れることが確かであれば、すべての処理後にウェハナンバーを読み取る必要はない。

このような理由で、ウェハ酸別を行わないことが可能ならば、ウェハ投受ユニットに必ずしもウェハ酸別装置を設ける必要はない。そして、ウェハ投受ユニットが簡略化できるとともにウェハの移動作業が削減できる効果がある。

#### (5.12)代替实施例12)

先に、ウェハ投受ユニットに保管棚を設けす、 搬送車に保管機能を持たせる実施例と処理後に遂 ーウェハ識別を行わない実施例をそれぞれ示した が、これらの2つの要素を組合せた実施例も可能 となる。つまりウェハは移数ロボットにより搬送

ウェハの管理・搬送・移載動作が容易になる。 (5.14 代替実施例14)

本発明の他の効果的な一実施例を第47図に示す。 処理装置60に対するウェへの投入と処理装置60 からのウェへの取り出しは、カセントッウカセット方式(C-C方式)のものが多く見られる。よ つて本発明の一実施例としてウェハを入れたカセットを処理装置に投入したり、取り出したりする 実施例を述べる。

この場合、カセットに情報の考き込みや読みだしが可能なICカード 242 を設け、カセット 241 内のウェハの品種と品種別の通し寄号をICカード 242 に記憶させる。

カセット授受ユニット 240 はカセット搬送車 246 と処理装置60 との間で、カセット 241 を受け 被す機能を持ち、次のような構成となつている。 カセット授受ユニット 240 はカセット 240 を保管 するカセット保管棚 245 。カセット 241 をハンドリングするカセット移取ロボット 244 ,カセット 241 に役けているICカード 242 の情報を書き込

み必要に応じて飲み取るデータ書き込み・読み取り装置 245、及びこれらの装置と処理装置 60のローダ部 61とアンローダ部 62を清浄な雰囲気に保つためのクリーンボックス(図示せず)とにより構成されている。

そして、カセット 搬送車 246 が設備モジュール 間でカセット 241 を撤送する。

カセット 241 の投受は、ウェハの投受とほぼ同様の手順で行われるが、以下、具なる部分のみを述べる。

処理装値60はカセット保管棚 245 からローダ部 61にセットされたカセット内のウェハを順次処理 していく。そして、処理が終了すると、予め、アンローダ部62にセットされたカセット 241 にウェハを収納していく。1 カセット分の処理が終了すると、アンローダ部62のカセット 241 をデータ書き込み・読み取り装置 245 にセットする。そして、I Cカード 242 に、新たに収納したウェハのウェハナンパーを書き込む。また、空になつたローダ 341のカセット 241 は、アンローダ部62に移載さ

すように、 ヴェハナンパー (品種,品種ごとの通し番号)を最初にウェハへ知印するのみの方式に対して、任意の処理が終了した時点でウェー自身 にその工程が終了したことを示す記号を書き込む。

この方法により、ウェハ自身を識別することで、 どの工程まで終了しているのか確実に把握でき、 ウェハ1 枚ごとに処理状態を追跡管理してソフト 上のみで管理するのではなく、実績によりデータ 管理を行えるため、ウェハの管理さ スがなくなる。 さらに、加工条件、結果等のデータを記号化し て、付け加えることにより、加工履歴と処理結果・ 状態も確認することができる。

#### (5.17 代替实施例17)

搬送税と保管棚との間のウェハ移しかえは一般に同じ品種・工程の複数枚のウェハについて連続して行う場合が多い。この様な際に複数枚のウェハを一括して移し換えを行うことにより移し換え時間を短額できるクリッパーの一実施例を第48図~第51 図に示し、説明する。

第48図にウェハ吸着部 261 を 5 個別えたクリツ

れ、次のカセットのウエハを収納する。

てのように、収納しているウェハのウェハナンパーをICカード 242 に選一書き込み、更新することにより、カセット 241 による管理、撤送、投入が可能となる。よつて現状のカセットーカセット方式の処理接股に容易に対応できる上、ウェハを25枚まとめて、移動するためロボットの移動動作が少なくなる効果がある。

#### (5.15 代替與施例15)

第1 図に示した金体構成において、次のような 的提を設けるととができれば、ウェハにウェハナ ンパー(品種別の通し番号)を記載せず、 ウェハの進行を管理するととが可能となる。つま り、処理装置等によりウェハの軌跡が正しく追い でき、かつデータが前去しないように、パックア ップ用のコントローラが設けられるなどの手段で ウェハの情報が確実に管理できれば、ウェハにウェハナンパーを記載して管理する必要はなくなる。 (5.16 代替実施例14)

ウェハ化データを持たせるために、第6図に示

パー 260 を示す。 ウェハ吸 者部 261 は使用位置 (図にイで示す)と待機位置(図にって示す)と に切り換えることができ、 1 ない し 5 枚の任意枚 数のウェハを一括して移しかえる。

ウェハ吸着部 261 が使用位置にある場合は爪 262 が磁石 263 に吸着されることによりその位置 を固定する。

第49 図にウエハを真空吸着する海管 267 の切り 換え機構を示す。 導管 267 は軸 264 の片鉤のみ開 口しており、待機位置口にあるウエハ吸着部 261 は真空路を遮断されており、使用位置イにあるウ エハ吸着部 261 の吸引力を損なうことが無い。

第50 図、及び第51 図に切り換えるためのロボットアームの動作を示す。第 51 図に示すようロボットの近くに柱 265 を固定し、特徴位置ロにあるウェハ吸ත部 261 をロボットの軸 264 を基準として柱 265 より外側にひつかけ、ロボットアーム 266 をロボットの軸に近づく方向へ移めるととにより、ウェハ吸密部 261 を使用位置 4 に切り換えることができる。このときロボットの高さを変えて柱

265 の先週の高さと切り換えるべきウェハ及着部の高さを合わせることにより 1 ないし 5 個の任意の個数のウェハ吸着部を切り換えることができる。 第51図に示すように軸264 が ロボットの軸を基準として柱 265 の内側にある機にしてウェハ吸着部 261 を柱 265 へひつかけロボット フーム 266 を図に矢印まで示す方向に移動させることにより、ウェハ吸着部 261 を特徴位置ロへ切り換えることができる。ウェハ鍛送時には柱 265 にウェハ吸着部 261 をひつかけない後にロボットアームを上昇させて回転させる。

#### (5.18 代替実施例18)

第1 図に示した実施例では撤送レール1 は中央部にトラック状のものが1 本しか設けられていないが、これを複数本設けた実施例を第52図。第53 図に示す。

これは第1図に示した搬送レール1 mに加えて、 それと平行にもう1本のトラック状の搬送レール 1 bを設け、それぞれ数台の搬送車2を定行させ るものである。そして、ウェハの搬送の緊急度に

また、ローダ部61が枚乗対応の処理装置60の場合、カセット保管標 245 にセットされたカセット 内部からウエハを取り出すために、カセット移収 ロボット 244 のグリッパを自動で、カセット用グ リッパからウエハ用グリッパに交換する。そして、 ウエバをローダ部61にセットし、処理が終了する と、アンローダ部62からカセット移戦ロボット 応じて搬送するウェハを分担する。その際、搬送 レール1に設ける搬送車2の台数は、緊急度の高 いウェハを搬送する搬送設備の方を少なく設置する。

このようにすることにより、緊急度の高いウェハを他のウェハに影響を及ぼさず、即座に搬送することができ、処理装置60はウェハが搬送されてくるまで、待つといつたことがなくなる。

また、複数のトラック状の搬送レール1を設け、各搬送レールを品額グループに対応させることにより、それぞれのレール1における搬送車2が停止するウェハ投受ユニット20を限定することができる。

#### (5.19 代替実施例(9)

第47図で示したカセット・トゥ・カセット方式 に対してICカードを用いず通常仕稼されるカセット単位で搬送し、カセット及び枚業対応の処理 装置で生産する実施例を述べる。

との図のデータ書き込み・読み取り装置 245 を 取り除いた構成において、搬送車 246 がカセット

244 のウェハ用グリッパでカセット保管棚 243 にセットされているカセットに収納し、規定枚数になるまで行う。搬送車 246 が来ると、カセット移載ロボット 244 は、グリッパをカセット用グリッパに交換し、搬送車 246 へ乗せ次工程へ搬送する。このようにすることで、現状のカセットが使用出来る効果がある。

## (発明の効果)

ウェハ自体にウェハナンバーを記載し、処理装置から出て来たウェハを識別装置で識別することで、ウェハ1枚どとの進行を確認することができるため、ウェハの進行管理が容易に行え、多品種のウェハを要求に合つた順序で生産することができる。

処理装置の構成において、処理装置をヘード的に数工程分接続し、一貫処理装置にすることにより、投入と処理終了の管理データ量が少なくなるので制御量が減る。また、処理装置の搬送工程数が減るので、搬送距離、回数が減り生産期間が短くなる効果が出る。

ウェハ1枚ごとに品種グループ、工程ごとに処理装置に投入すべきウェハを保管する保管棚により、要求にあつたウェハの投入ができるので、処理装置の稼働率を上げることができ、また、1枚単位で管理できる。課別装置では、ウェハの実際の進行状況をリアルタイムに把握することができる。

長になる。

また、1枚単位でクエハを管理して、搬送を行 うため、品種変更に柔軟に対応できる効果がある。 ウェハの流れにおいては、工程順序が同類の品 種をグループ化し、保管棚に仕掛るウェハに対し て品種グループ、工程でとに携単仕掛り量を算出 して、この標準仕掛り量に実際のウェハの仕掛り 貴値が一致するように、保管棚から処理装置へ投 入させ、かつ、撤送車で対象ウェハを次工程へ撤 送することで、ウェハを流す順序を容易にコント ロールできるため、生産計画に忠実な生産ができ る。また、ウエハー枚でとの旋れのコントロール かできるため、多品種、さらには、繰り返し工程 が多く流れの複雑な品種でも管理が容易に行え多 品類同時生産ができる。また、工程側の進行を実 時間でコントロールで含るため、工程間のずれ量 を見込んだ最小仕掛り量にすることができるため、 仕掛り量削減ができる。

また、投入順序は、要求量に基づき、 1 枚単位の投入順序を決定し、この順序を守るようにコン

クリーン構成においては、散送中は、散送棚に入れて密閉し、処理袋塊に投入または処理が終了して散送車に収せるために一時保管しているときはクリーンボックス内部にいれておくことにからかけれておきるためコストが削減し、メンテが容易になる。をなる。になる。の保全がしやすくなるという効果がある。

搬送単位においては、搬送する時、及び処理核 他へ投入または処理されて出てきたウェハを搬送 車に取せる時も、1枚単位で保管することで、ウ ェハがどこにあるか常に1枚単位で把握すること できるため、実時間に忠実な枚業管理が行える。 また、多品種少量生産が容易に行える効果がある。

トラック状の軌道を選回しながら、所定のウェハ投受ユニットで搬送車に必要な時にウェハを戦せ必要な時に搬送車から降ろすことにより、トータルの搬送距離が少なくなり、搬送車の制御が容

トロールすることで、要求した順序で生産ができるため、生産計画の手直しかいらなくなり計画が容易に行え、コスト、品質、納期を演足することができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

## 特問平2-117512 (25)

掛りデータを示す図、第t9図は、搬送車のデータ を示す図、第20図は、保管棚のデータを示す図、 第21図は、撤送棚のデータを示す図、第22図は、 レシピデータを示す図、第23図は、微別装置のデ - チ処理フローチャート、第24図(a), (b)は、散送 栩,保管栩間のウエハ移戦時のコントローラ間通 信手順を示すフローチャート、第25回は、保管期。 処理装置間のウェハ移載時のコントローラ間通信 手原を示すフローチャート、第26回は、処理装置。 識別装置、保管棚間のウエハ移載時のコントロー ラ間通信手順を示すフローチャート、第27回は、 投入計画のフローチャート、第28回は、平準化負 荷グラフを示す図、第29図は、投入限序決定用語 の定義表を示す図、第30図は、例題の標準日程要 求量を示す図、第31図は、例題の平準化負荷クラ フを示す図、第32図は、例館の平準化要求量を示 す図、第55図は、例題の品種グループ別投入原序 を示す図、第34図は、例題の平単化前の要求量を 示す図、第35図は、例題の平準化後の要求量を示 す図、第56図は、例題の品種別投入順序を示す図、

第57図は、進行制御方式の概念を示す図、第38図 は、ウエハの流れを示す観略図、第39回は、ウエ への流れのファーチャート、据40図(a), (b)及び(c) は、装置の動作フローチャート、第41回は、代勢 実施例1の全体構成図、第42図は、代替実施例3 の全体棉成図、第45図は、代替実施例 5 の管理方 式概念図、第44図は、代替実施例4のウエハ投受 ユニット構成図、第45図は、代替実施例4である 第44図のE-E級新面図、第46図は、代替実施例 7のウェハ投受ユニット構成図、第47図は、代替 実施例14のカセット投受ユニット構成図、第48図 は、代替実施例17のグリッパ構成図、第49回は、 代替與施例17の導管の切り換え機構を示す図、罪 50図及び第51図は、代替実施例17の移載ロポット 動作説明図、第52図は、代替実施例18の全体構成 図、第55図は、代替実施例18のウエハ投受ユニツ トの様成図である。

1 … 搬送レール 2 … 搬送車 5 … 昇降袋費 4 … 昇降へッド 6 … ガイド車輪

7 ··· 駆動袋筐 8 ··· 上下動駆動袋置 9 ··· 上下ガイド 10 ··· 前後動駆動袋置

11… 前後動ガイド 12… 搬送棚扉

20… ウエハ投受ユニツト

21…移載ロポット 22…グリッパー

25 ··· 前腕 25 ··· 上下轴 24 … 上腕

50 … 保管棚

31 … 保持部

40…識別袋筐

50 -- クリーンポックス

60… 処理装置

61 … 口一 # 部

62… アンローダ部

70 … ウエハ

80 … 投入・取り出し装置

81… 移載 円ポット 82… 保管棚

83…クリーンポックス

90… 散備モジュール 100 … 走行車

101 … 数送棚

102 … 移载装置

103 … アーム

ルン a110 maれみ小セントローラ

111 … 鎌別装備コントローラ

112 -- ロポットコントローラ

113 … ウェハ投受ユニットコントローラ

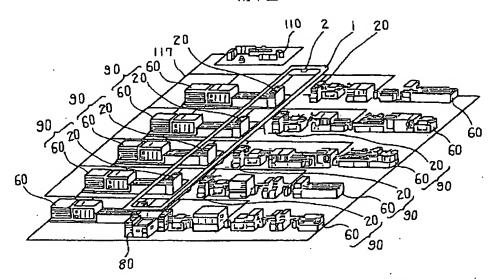
114 … 処理装置コントローラ

115 … 搬送車コントローラ

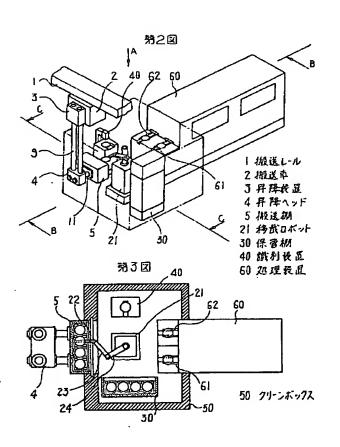
116 … 投入・取り出し装置コントローラ

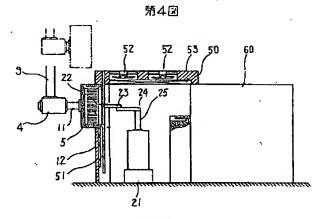
117 … 通信ケーブル

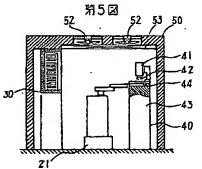
**新**|図



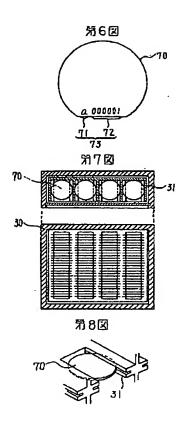
- | 搬送し-ル
- 2 搬送車
- 20 ウェハ投受ユニット
- 60 处理装置
- 80 投入·取り出し装置
- 90 設備モジェル
- 110 ホストコントローラ
- 117 通信ケーブル.

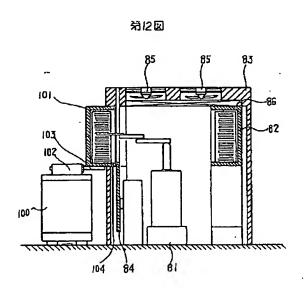


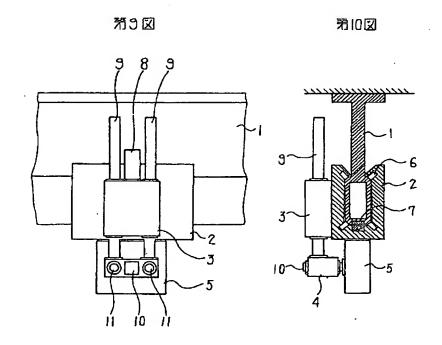




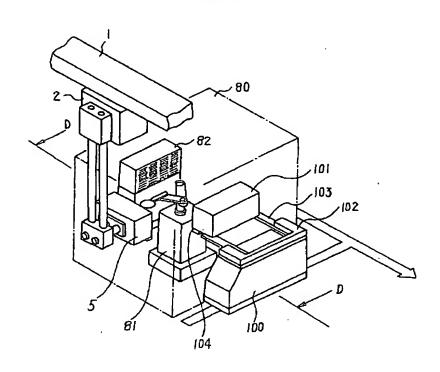
# 特閒平2-117512 (27)

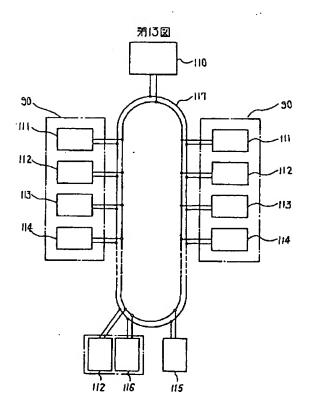






朔川図





労I4図

K 71121X	,					
5 AND	1	2	3	4		
a.	a	Ь	С	d		
Ы	r	S	t	u		~120
az	a	Ь	С	d		
:	:		:	:	:	

第15図

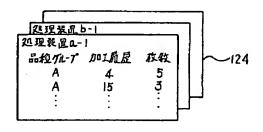
141mp	I	2	3	4		
A (at)	a	Ь	С	ď		
B (b)	r	S	t	и		~121
c (&)	m	π	0	P		
	:	:	:	;	:	

# 特問平2-117512 (29)

第16図

741/11/F	1	2	3	4		
A	2	4	1	3	•••	
В	1	3	2	7		~122
С	4	6	5	4	•••	
:		•		:	•••	

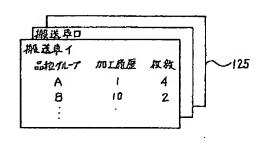
第18図



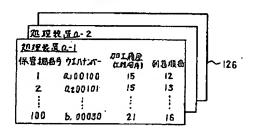
第17図

****	1	2	3	4		
Α	2	4	0	5	• • •	
В	1 3		5	8		~123
С	3 5		4	4		
;	:	:	:	:	:	

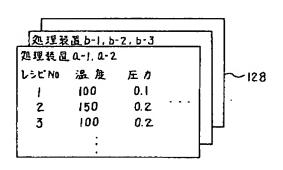
閉り図



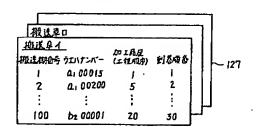
第20図

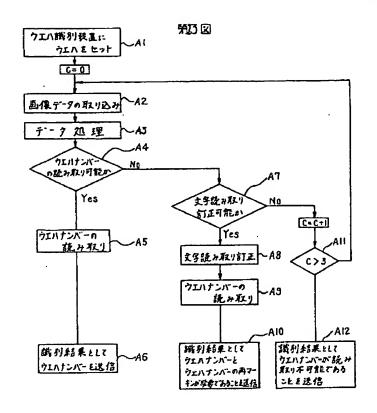


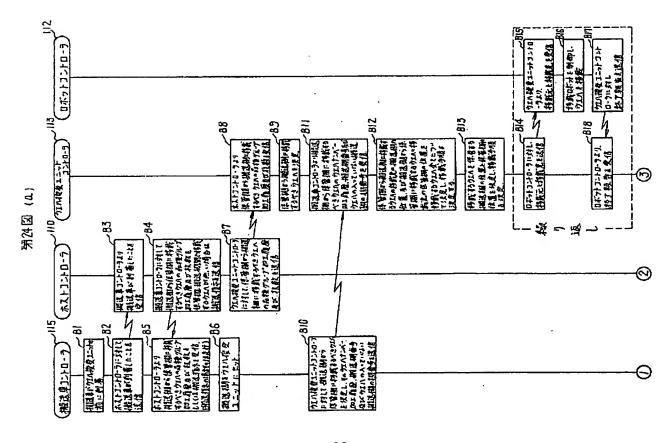
第22図



約21図

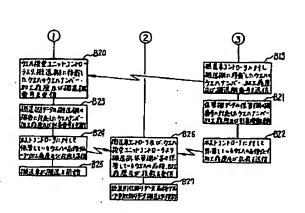


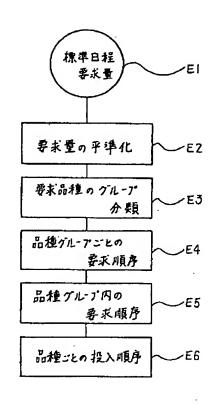




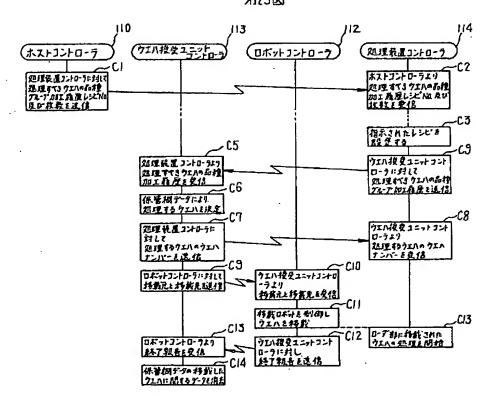
第27回

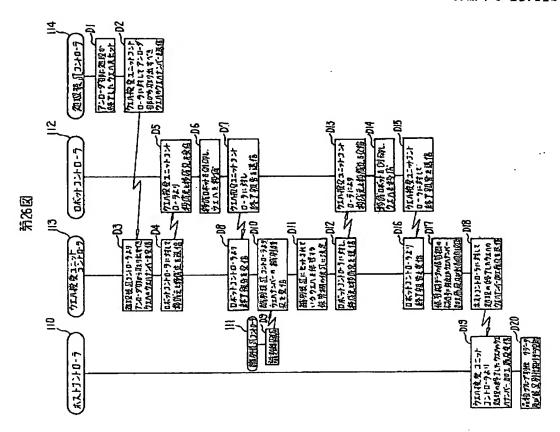
第四(b)





第25図





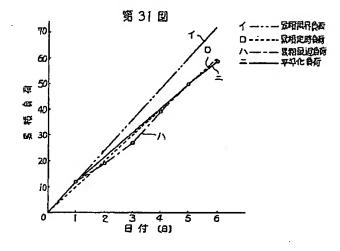
第28図

第 29 図

<del></del>			A
用 額	紀分	77	定
<b>要求亞</b>	Pái		品租グループ」の品及じの受求包
全袋求生雇日	×	X= \$\frac{\pi}{4m} \frac{\pi}{(\pi)} P_{\beta\beta} \( \frac{\pi}{4m} \frac{\pi}{(\pi)} P_{\beta\beta} \( \pi \)	要求量の総复
ギョリ	Là		品程クレーアとが扱入されてから、再び 品程のレーフェンが扱入されるまでの間隔
_ ~ 3 J	lie		品種グループはの品程にか初をれてかられた 品種グループはの品程しか初とからまでの問題
やり基率	Ros	laj = X Pii	品種グループはかる間隔に投入されるまでのキョリ
つりを作	lati	lai · Fri	品程グループiの品程iの名間隔に 及入されるさてのキョリ
T94.3-11	Zoj	Zaje <u>Pri</u>	品程ケルーアよにありる正規化行り。 この値が大きいそのから明多プリをする。
正規化キョリ	نزه2	Zoje= <u>fic</u>	品型クルーフジの品型にありるIIII化やり。 この個が大きいそのから項をフェンとする。

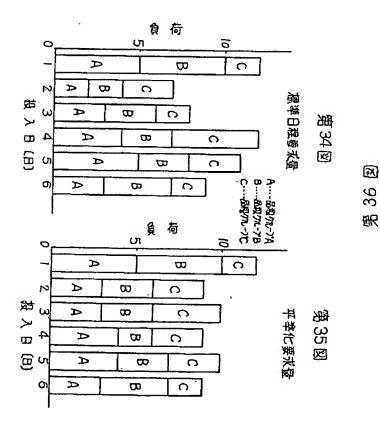
## 符閒平2-117512 (93)

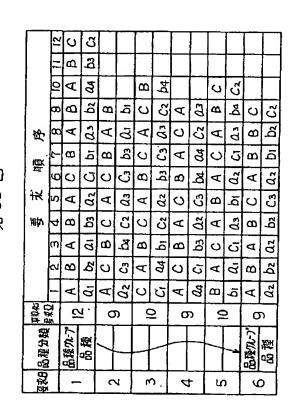
		第 30	团		
纳照	A	求 登 B	(個) <i>C</i>	日ごとの合計の収収	累積負荷豆
(8)	مر عد عد عد	b1 b2 b3 b4	CCC	(Ja)	
1	2 1 1 1	1220	110	12	12
2	0110	0011	012	7 ·	19
3	1101	2010	110	8	27
4	0112	0012	122	12	39
5	1/30	2001	210	11	50
6	0300	1301	110	9	59

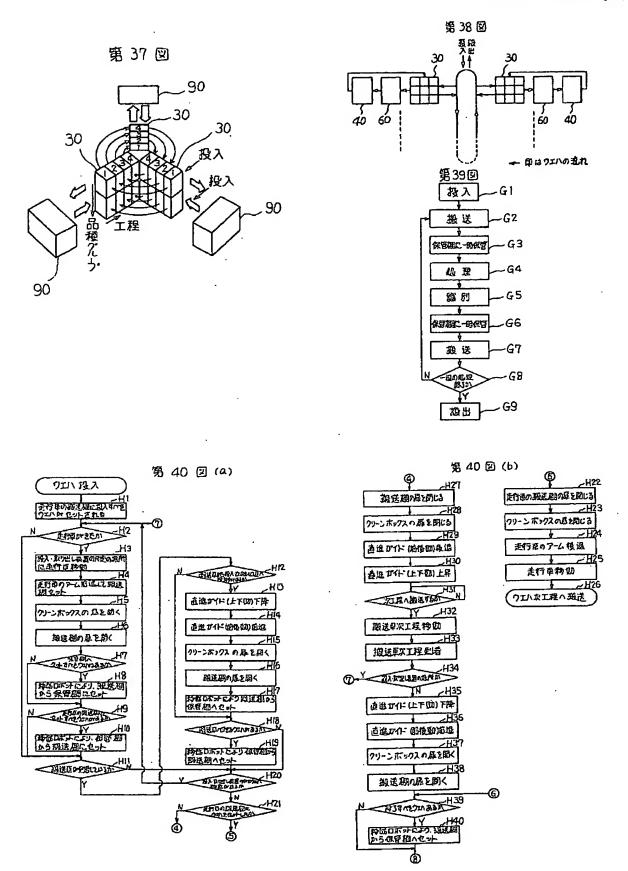


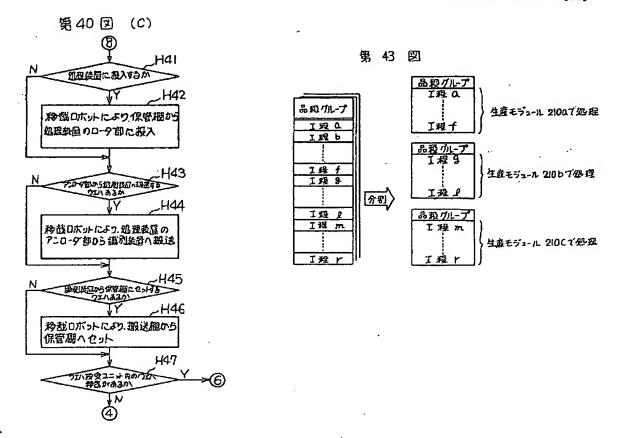
		第	32 🗷	)		
多 X 日(6)	1	2	3	4	5	6
平粒化 學形型600	12	9	10	9	10	9

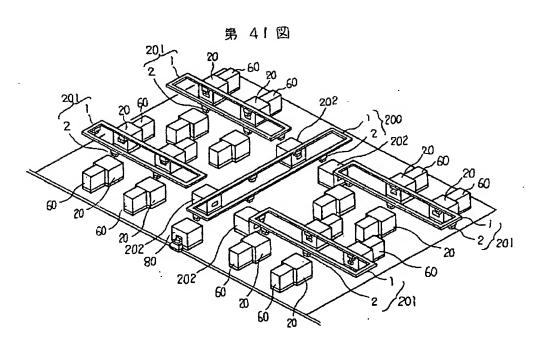
	第 33 図															
<b>12</b> 3	₩Zπγ	Coac	豁	<del> -</del>	ız	13	14	3	7 <u>7</u>	<u>)</u> [7	I R	TÅ	110	Ш	112	
	Α	5		Г	Г	Г		Γ	Г	Г	Γ	Γ				
1	В	5	12	A	В	A	В	Α	c	В	A	В	Α	В	c	
oxdot	C	2		L	L		Ĺ	L	L		_					
	Α	2		Г	Г			Г	Г	Г	Γ	Γ	Г		П	
2	æ	2	9	Α	c	В	C	Α	c	В			1			
L	O	3			L				L	L						
	Α	თ	10		Г						Γ					
3	В	3		Д	В	c	Α	В	c	Α	В					
	C	2		ì		1								l	H	
	Α	4						٠,							П	
4	8	3	9	C	Α	C	В	ВА	AC	В		c	В	Α	c	
	n	5					li									
	Α	5									П		Г		П	
5	В	3	10	A	8	Α	С	A	В	А	C	Α	В	c		
Ш	С	3										П				
П	Α	3													$\sqcap$	
6	В	4	9	А	В	Α	В	c	Α	в	В	c				
Ш	С	2						لـ								



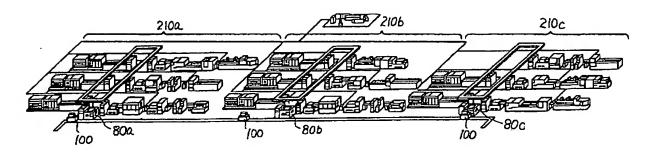


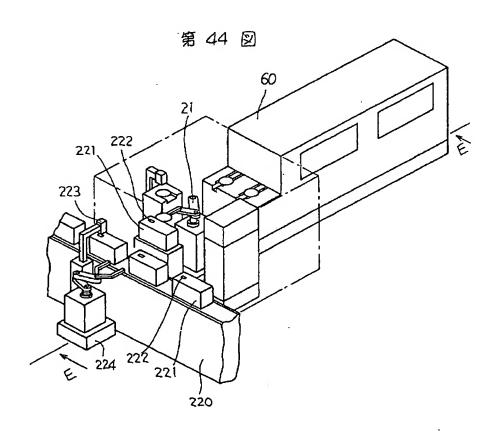


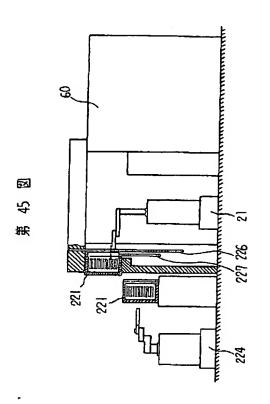


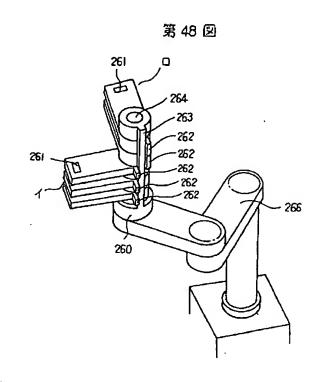


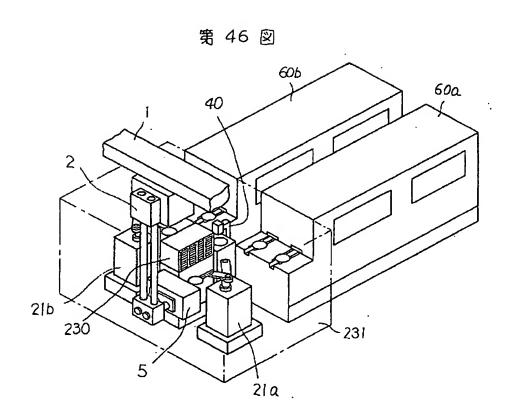
第 42 図



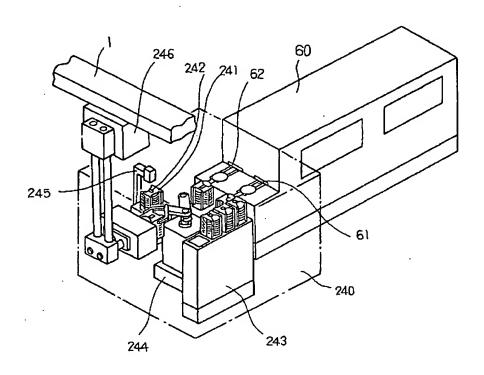


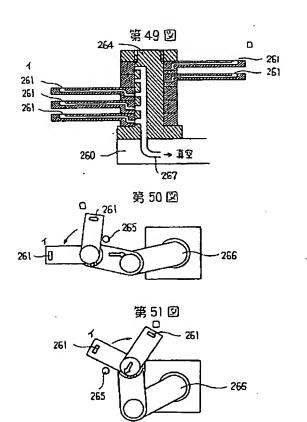


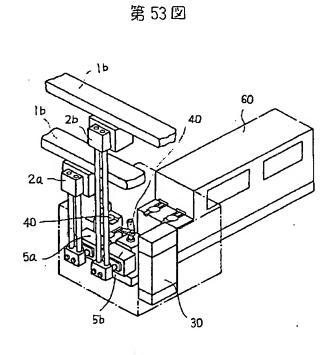




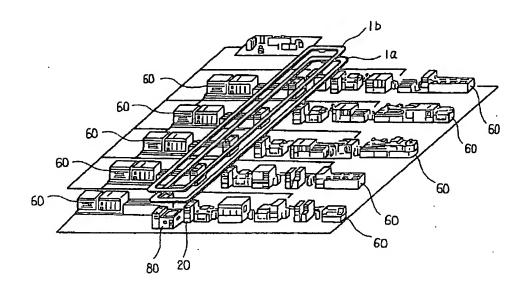
第47 図







第 52 図



第1]	質の複	売き					
<b>9</b> 1	nt. C	1. 5		設	別記号		庁内盛理番号
	65 C		7/91 1/68			B A	8010—3 F 7454—5 F
⑦発	明	者	池	Œ		稔	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内
@発	明	者	菊	地		惇	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内
⑦発	明	者	松	本	義	雄	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内
<b>⑦発</b>	明	者	長	友	宏	人	東京都小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵 工場内
⑰発	明	者	中	Л		清	東京都小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵 工場内
⑦発	明	者	Ш	那 部	隆	夫	東京都小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵 工場内
包発	明	者	花	島	秀	-	東京都小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵 工場内